CTスキャン方式分散状態計測法を用いた精密制御懸濁重合反応

システムの試作と応用

(09450290)

平成9年度~平成12年度科学研究費補助金

(基盤研究(B)(2))研究成果報告書

学附属図書館 横浜国立 11068287

究

平成13年9月

研究代表者 上ノ山 周

(横浜国立大学工学部教授)

は が き

研究組織

研究代表者:	上ノ山 周	(横浜国立大学工学部教授)
研究分担者:	上和野満雄	(横浜国立大学工学部教授)
研究分担者:	仁志 和彦	(横浜国立大学工学部講師)
研究分担者:	山本一巳	(綜研化学(株)装置システム部主任研究員)
研究分担者:	樽本 淳	(綜研化学(株)研究開発センター副主任研究員)

研究経費

平成9年度	З,	800千円
平成 10 年度	4,	100千円
平成 11 年度	3,	600千円
平成 12 年度	2,	600千円

14,100千円

計

研究発表

(1) 学会誌等



横浜国立大学附属図書館

- (2) 口頭発表
 - 1)上和野満雄、上ノ山周、仁志和彦:撹拌槽内における高濃度固体懸濁液の流動・伝熱 態、粉体工学会第35回夏期シンポジウム講演論文集、20神奈川(1999年8月6日)

International Session on Tomography, OS-1, B19 (13th -July-2001), Kokura (Japan)

- 2)上和野満雄、上ノ山周、仁志和彦、和田剛史:電気抵抗方式トモグラフィー法を用い 撹拌槽内における塑性流体の流動領域の測定、化学工学会第32回秋季大会講演要旨集、 R109 金沢 (1999 年 9 月 26 日)
- 3)上和野満雄、上ノ山周、仁志和彦、和田剛史: 電気抵抗方式トモグラフィー測定を用い た懸濁重合槽における凝集塊の検出、化学工学会第65年会講演要旨集、A207 東京 (2000年3月30日)
- 4)上和野満雄、上ノ山周、仁志和彦、和田剛史:電気抵抗方式トモグラフィー測定システ ムによる懸濁重合反応場における安定操作範囲の決定、化学工学会つくば大会講演要 旨集、A108 つくば (2000年7月17日)

5)上和野満雄、上ノ山周、仁志和彦、和田剛史: 撹拌槽における種々の塑性流体のカバ

寄贈者: 上/山 周

ン形成状態のトモグラフィー計測、化学工学会第 33 回秋季大会講演要旨集、J205 浜 松(2000 年 9 月 13 日)

- 6)上和野満雄、上ノ山周、仁志和彦、和田剛史: 撹拌懸濁重合反応場における液滴分散状態の連続的トモグラフィー計測、化学工学会第66年会講演要旨集、G114広島(2001年4月2日)
- 7)上ノ山周、仁志和彦、三角隆太、大森輝繁:電気抵抗方式トモグラフィー計測システム による懸濁重合場における反応・懸濁状況の制御についての検討、化学工学会神奈川 大会講演要旨集、A118 横浜(2001 年 8 月 8 日)
- (3) 出版物
 - 1)上ノ山周: 撹拌槽内における流動・分散状態の可視化技術 数値シミュレーション手法 とトモグラフィー計測法 – 、化学工学会関東支部 2000 年度鹿島コンビナート講習会「化 学装置内の可視化技術, pp.1-10 (2000 年 11 月 22 日)
 - 2)上和野満雄、上ノ山周、仁志和彦、和田剛史: 撹拌槽における種々の塑性流体のカバーン形成状態のトモグラフィー計測、化学工学会「熱物質流体工学」特別研究会編、化学工学会シンポジウムシリーズ 75, pp.162-169 (2001 年 2 月 28 日)

,

目次

11	章 新	皆言			
	1.	1	本研究の目的		1
	1.	2	既往の研究		1
2 重	筆 言	十測质	〔理 〕		
	2.	1	電圧計測法		2
	2.	2	デ・モジュレーション		2
	2.	3	画像構成法		4
		2.	3.1 基礎方程式		4
		2.	3.2 基礎方程式の離散化		6
		2.	3.3 前方問題		9
		2.	3. 4 Back-Projection 法		10
			2.3.4.1 感度行列の算出		10
			2.3.4.2 測定電圧の規格化		10
			2.3.4.3 抵抗分布の算出	н н н н н н	10
3 鸢	至 言	測シ	マステム しょう		
	3.	1	はじめに		13
	3.	2	計測回路	; ;	13
		3.	2.1 ファンクション・ジェネレータ		13
		3.	2.2 電圧制御電流源		13
		3.	2.3 アナログ・マルチプレクサ		14
		3.	3.4 ボルテージ・フォロワおよび可変増幅器		14
		3.	3.5 AD コンバータ		14
	3.	3	計測用撹拌槽		14
		З.	3.1 4段面測定用撹拌槽		14
		З.	3.2 測定断面可動型撹拌槽		15
		3.	3.3 懸濁重合用撹拌槽		15
	3.	4	ソフトウェアの開発		15
	3.	5	分解能の検討		16

4章 計測システムの検討(予備実験)

4.	1 はじめに	28
4.	2 固-液系の測定	28
	4.2.1.1 静止系における計測方法	28
	4.2.2.2 計測結果および考察	28
	4.2.2.1 回転系における計測方法	28
	4.2.2.3 計測結果および考察	29
4.	3 固体粒子分散状態の計測	29
	4.3.1 計測方法	29
	4.3.2 計測結果および考察	29
4.	4 気ー液系の計測	30
	4.4.1 計測方法	30
	4.4.2 計測結果および考察	30
4.	5 通気撹拌における気泡分散状態の計測	30
	4.5.1 計測方法	30
	4.5.2 計測結果および考察	31
5章 塑	「性流体のカバーン形成状態のトモグラフィー計測	
5.	1 はじめに	44
5.	2 計測方法	44
5.	3 計測結果および考察	44
	5.3.1 カルボキシビニルポリマー水溶液を用いた場合	44
	5.3.1.1 可視化実験	44
	5.3.1.2 本計測システムによる計測	45
	5.3.2 炭酸カルシウム懸濁水を用いた場合	45

47

5.3.2 炭酸カルシウム懸濁水を用いた場合 5.3.2.1 6枚垂直パドル翼を用いた場合

	5.3.2.1	6枚垂直パドル翼を用いた場合	45
	5.3.2.2	4 枚傾斜パドル翼を用いた場合	46
5.4	相関式との比較		47

5.5 むすびに

6章 電気抵抗方式トモグラフィー計測システムを用いた 懸濁重合槽における凝集塊の検出 6 1 はじめに

6.	1		はじめに		61
6.	2		計測方法		61
6.	3		計測結果	および考察	61
	6.	3.	1	重合反応開始直後における計測	61
	6.	З.	2	モデル的計測	62

6.4 むすびに

7章 電気抵抗方式トモグラフィー計測システムによる懸濁重合反応場における 安定操作範囲の決定

7.	1	はじめに	70
7.	2	計測方法	70
7.	3	計測結果および考察	70
7.	4	液滴分散状態の定量的評価	71
7.	5	むすびに	72

8章 懸濁重合反応場における液滴分散状態の連続的トモグラフィー計測

8.1	はじめに		82
8.2	計測方法		82
8.3	液滴分散状態の定量的評価		82
8.4	計測結果および考察	· · ·	83
8.5	むすびに		84
9章 総括			
9.1	総括		92

使用語	记号			93
参考了	文献			97
添付	研究発表	(1)学会誌等		100
	研究発表	(2)口頭発表		103
	研究発表。	(3)出版物		116

1章 緒言

1.1 本研究の目的

近年、CT(computed tomography)スキャンに代表されるような断面での計測を 行うトモグラフィー技術は、急速に発展してきており、x 線のみならず超音波や光、 NMR を用いたものまで種々開発されている ^{1~6)}。

トモグラフィー計測手法とは、非接触かつ断面でのスカラー値やベクトル分布を 計測する技術を指し、主に医療工学を中心として発展した。また、工学分野への応 用もここ数年精力的に試みられ、1999 年 5 月には工業プロセス・トモグラフィー に関する世界会議も開催されるまでになってきている ^{3~5)}。

本研究では、液相と固相などの各種異相間における電気抵抗値の著しい相違を利 用して液相撹拌槽内における異相の懸濁・分散状態を計測する電気抵抗方式トモグ ラフィー計測システムの試作・開発を行った。同計測システムを用いて、非ニュー トン流体におけるカバーンの形成状態を検討するとともに、懸濁重合反応場におけ る液滴の分散状態を計測し、同反応を制御する応用についても検討を行った。

1.2 既往の研究

電気抵抗画像は、1920年代に、地中に金属電極を挿入する手法として、地球物理 学者によって広められた。ある電極間に電流を流し、それ以外すべての電極間の電 圧応答を計測することによって、副表面地層のマップを得ることができ、それによ って、例えば含油性岩などのより正確な描写ができる^{7,8)}。

1970 年代後半、円形に配置された電極を用いたトモグラフィー的な抵抗計測技術は、x線スキャナに比べ、低コストかつ形態性に優れたものとして、生物医学エンジニアによって用いられた。それ以降、臨床 ERT(electrical resistance tomography)は、断続的に改良され、現在では、与えられた周波数に対して、特定のインビーダンス応答を示す病気組織を検出するために使用されている^{9,10}。しかしながら、それらの装置は、比較的高い空間分解能を持つ臨床 x 線や磁気共鳴画像(MRI)と比較されることが多い。

近年、Dickin と Wang ら¹⁾は、臨床 ERT を様々な化学プロセス内での測定に適 用するため、使用する電流の振幅や周波数の帯域幅などの問題点を改良した計測装 置を用い、液・液撹拌槽内における分散状態の測定を行っている。また、Mann ら^{2,11)} は、槽径 1.5m の撹拌槽を用い、スケールアップの検討を行っている。

2章 計測原理

2.1 電圧計測法

図 2.1 に、撹拌槽における計測断面概略を示した。槽内における流れを阻害しないよう に、槽壁円周方向に設置した 16 個の電極により計測を行う。

計測法として、隣接法¹⁾を採用した。同法は、まず一対の隣り合った電極間に一定電流 を流し、それ以外の隣り合った電極間の電圧を計測する。次に、電流を流す電極対を移動 し、同様の電圧計測を行い、これをすべての電極の組み合わせについて走査的に繰り返す ものである。このとき、一定電流を流している電極間においては、接触インピーダンス の影響を避けるため、電圧計測は行わない。また、例えば、1-2 電極間で電流を流し、3-4 電極間で電圧を計測したときの値と、3-4 電極間で電流を流し、1-2 電極間で電圧を計測 したときの値は等しくなる。

式(1)には、この隣接法による電極の組み合わせ数の算出式を示した。本研究では、電極数を16としたため、組み合わせ数は104となる。この104の計測を組み合わせることで、1枚の断面画像が構成される。

 $M = \frac{E_n(E_n - 1)}{2} = 104 \quad (E_n = 160 \text{ LB})$ (2-1)

ここで、M は電極の組み合わせ数、En は電極数である。

2.2 デ・モジュレーション

抵抗媒体を通したことによる余弦波信号の振幅減少と位相シフトは、それらの SNR(Signal to Noise Ratio)に最適化された同位相デ・モジュレーション技術により回復 される。Smith ら⁸⁾は、Gaussian 広域帯ノイズ存在下の理論的な最大 SNR に近い信号 を回復するためのデジタル・マッチド・フィルタに基づいたデ・モジュレーション技術 につい述べている。

Gaussian ノイズによる特別な信号汚染に対して、最良の SNR を与えるフィルタはマ ッチド・フィルタである。デ・モジュレータがマッチド・フィルタと等しい SNR を持つ ようにデザインできるならば、このデ・モジュレータは最大 SNR を持つことになる。

図 2.2 に、マッチド・フィルタ・デ・モジュレータのブロック図を示した。入力信号はデ ジタル化され、サンプルデータの離散値 Vin(i)となる。デ・モジュレーションは、デジタ

 $\mathbf{2}$

ル化された入力信号と、余弦、および正弦の「参照」テーブルの積算(積の合計)である。 入力信号 Vin(i)、および in-位相と直角位相参照信号 hc(i)、hs(i)の定義は以下で与えられ る。

$$V_{in}(n) = A \cos\left(\frac{2\pi}{N}n + \theta\right) \qquad 0 \leq n \leq N-1 \qquad (2-2a)$$
$$h_c(n) = \cos\left(\frac{2\pi}{N}n\right) \qquad 0 \leq n \leq N-1 \qquad (2-2b)$$
$$h_s(n) = \sin\left(\frac{2\pi}{N}n\right) \qquad 0 \leq n \leq N-1 \qquad (2-2c)$$

(2-2a)式において、A は信号が抵抗媒体を伝播するときに受ける減少であり、θは位相 シフトである。十分なサンプリング数 N(N>2)に対して計測した電位の in-位相(実数)部は、 次式から求まる。

$$\sum_{n=0}^{N-1} h_c(n) V_{in}(n) = \sum_{n=0}^{N-1} \cos\left(\frac{2\pi}{N}n\right) A \cos\left(\frac{2\pi}{N}n + \theta\right)$$
$$= NA \frac{1}{2} \cos(\theta)$$
(2-3a)

直角位相(虚数)部は、

$$\sum_{n=0}^{N-1} h_s(n) V_{in}(n) = \sum_{n=0}^{N-1} \sin\left(\frac{2\pi}{N}n\right) A \cos\left(\frac{2\pi}{N}n + \vartheta\right)$$
$$= NA \frac{1}{2} \sin(\theta)$$
(2-3b)

上式において、本研究では取得速度を考慮して、サンプル数 N=4 とした。(2-2b)、(2-2c) 式より、N=4 のときの in・位相(余弦波)と直角位相(正弦波)参照波形の離散値は、それぞれ+1、 0、・1、0 および 0、+1、0、・1 である。これらの値を(2-3a)、(2-3b)式に代入すると、

$$\sum_{n=0}^{3} h_c(n) V_{in}(n) = \sum_{n=0}^{3} \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) A \cos\left(\frac{\pi}{2}n + \theta\right)$$
$$= A \cos(\theta) - A \cos(\pi + \theta) A \cos\left(\frac{\pi}{2}n + \theta\right) \qquad (2-4a)$$
$$= 2A \cos(\theta)$$

直角位相部に対しては、

$$\sum_{n=0}^{3} h_s(n) V_{in}(n) = \sum_{n=0}^{3} \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) A \cos\left(\frac{\pi}{2}n + \theta\right)$$
$$= A \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) - A \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \theta\right) A \cos\left(\frac{\pi}{2}n + \theta\right)$$
$$= 2A \sin(\theta)$$

(2·4a)、(2·4b)式より、振幅 A は、

$$A^{2} = \frac{\left(\sum_{n=0}^{3} h_{c}(n) V_{in}(n)\right)^{2}}{4} + \frac{\left(\sum_{n=0}^{3} h_{s}(n) V_{in}(n)\right)^{2}}{4}$$
$$= \frac{\left(V_{in}(0) - V_{in}(2)\right)^{2}}{4} + \frac{\left(V_{in}(1) - V_{in}(3)\right)^{2}}{4}$$

よって、

$$A = \sqrt{\frac{\left(V_{in}(0) - V_{in}(2)\right)^2}{4} + \frac{\left(V_{in}(1) - V_{in}(3)\right)^2}{4}}$$
(2-5)

2.3 画像構成法

本計測システムにおいて、計測した電圧から槽内の電気抵抗値分布を求める際、画像 構成アルゴリズムが必要である。本研究では、数値解析法として有限要素法を採用し、 Kotre らが改良した Back-Projection 法⁹により、槽断面での電気抵抗値分布を求めた。 以下に画像構成法の原理を述べる。

(2-4b)

2.3.1 基礎方程式

撹拌槽内の電気抵抗値分布を有限要素法により解析する際、基礎方程式としてポアソン方程式を用いた¹⁰。

$$\nabla \cdot [\sigma \nabla \cdot \mathbf{v}] = 0 \tag{2-6}$$

ここで、σは導電率である。 境界条件として、

$$v=0$$
(参照点)(2-7a) $\sigma \frac{\partial v}{\partial n} = +Io$ (電流ソース電極)(2-7b)

$$\int \sigma \frac{\partial v}{\partial n} = -I_0 \qquad (電流シンク電極) \qquad (2.7c)$$

ここで、n は電極に対する法線ベクトルである。

本研究では、(2-2)式から有限要素法により、槽断面の電圧分布を算出する。x-y 座標にお けるポアソン方程式は次式で表される。

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\sigma^{(e)} \frac{\partial v^{(e)}}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\sigma^{(e)} \frac{\partial v^{(e)}}{\partial y} \right) = 0$$
 (2-8)

ここで、
$$\sigma^{(e)}$$
は要素内で一定であるとすると、
 $\sigma^{(e)} \left(\frac{\partial^2 v^{(e)}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v^{(e)}}{\partial y^2} \right) = 0$ (2-9)

また、要素内の補間関数として1次式を考えると、 $N_i^{(e)}(x,y) = (a_i^{(e)} + b_i^{(e)}x + c_i^{(e)}y) / 2D^{(e)}$ (2-10a) $N_j^{(e)}(x,y) = (a_j^{(e)} + b_j^{(e)}x + c_j^{(e)}y) / 2D^{(e)}$ (2-10b)

 $N_{k}^{(e)}(x,y) = (a_{k}^{(e)} + b_{k}^{(e)}x + c_{k}^{(e)}y) / 2D^{(e)}$ (2-10c)

ここで、D^(e)は要素 e の面積であり、外力ベクトルにより次式で与えられる。

 $2D^{(e)} = (x_j - x_i)(y_k - y_i) - (x_i - x_k)(y_i - y_j)$ (2-11) また、a,b,c は節点の座標のみから算出され、 $a_i^{(e)} = x_j y_k - x_k y_j$

$$b_{i}^{(e)} = y_{j} \cdot y_{k}$$
(2-12a)

$$c_{i}^{(e)} = x_{k} \cdot x_{j}$$
(2-12a)

$$a_{j}^{(e)} = x_{k}y_{i} - x_{i}y_{k}$$
(2-12b)

$$b_{j}^{(e)} = y_{k} - y_{I}$$
(2-12b)

$$c_{j}^{(e)} = x_{i} - x_{k}$$
(2-12b)

$$c_{j}^{(e)} = x_{i} - x_{k}$$
(2-12c)

$$c_{k}^{(e)} = y_{i} - y_{j}$$
(2-12c)

$$c_{k}^{(e)} = x_{j} - x_{I}$$
(2-12c)

2.3.2 基礎方程式の離散化¹¹⁾

(2-9)式を完全に満足するレが見出せれば、そのレを(2-9)式に代入すると=0 が成り立つ。 しかし、実際は近似解レが得られるため、この等式は成り立たない。有限要素法により解 析した際の残差は時式の R となる。

$$\sigma\left(\frac{\partial^2 \overline{v}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \overline{v}}{\partial y^2}\right) = R \approx 0 \tag{2-13}$$

誤差に重みをつけて評価する方法を重みつき残差法といい、2 乗平均誤差や最小2 乗法 などの考え方を適用した場合、次式のようになる。

$$\iint_{S} R^2 ds = 0 \tag{2-14}$$

ガラーキン法は、重みとして補間関数を用いる方法である。すなわち、残差に補間関数を乗じ、それを考察領域に渡って積分し、その結果が0となるようにvを定めるものである。一般には、vはEを要素数として、

$$\overline{\nu}(x, y) = \sum_{e=1}^{E} \nu^{(e)}(x, y)$$
$$= \sum_{e=1}^{E} \{N^{(e)}(x, y)\}^{T} \{V^{(e)}\}$$
(2-15)

となるので、これを利用してガラーキン重みつき残差法を適用する。

$$\iint_{S} \{N\} R ds = \iint_{S} \{N\} \left(\frac{\partial}{\partial x} \sigma \frac{\partial \overline{v}}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \sigma \frac{\partial \overline{v}}{\partial y} \right) ds$$
$$= \sum_{e=1}^{E} \iint_{S}(e) \{N^{(e)}\} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\sigma^{(e)} \frac{\partial v^{(e)}}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\sigma^{(e)} \frac{\partial v^{(e)}}{\partial y} \right) \right] ds$$
$$= 0 \tag{2-16}$$

ある要素eに注目すると、第1項は、

$$\iint_{S^{(e)}} \{N^{(e)}\} \frac{\partial}{\partial x} \left(\sigma^{(e)} \frac{\partial v^{(e)}}{\partial x}\right) ds$$

$$= \iint_{S}(e) \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\{N^{(e)}\} \sigma^{(e)} \frac{\partial v^{(e)}}{\partial x} \right) - \frac{\partial \{N^{(e)}\}}{\partial x} \sigma^{(e)} \frac{\partial v^{(e)}}{\partial x} \right] ds$$
$$= -\iint_{S}(e) \frac{\partial \{N^{(e)}\}}{\partial x} \sigma^{(e)} \frac{\partial v^{(e)}}{\partial x} ds + \int_{\Gamma}(e) \{N(e)\} \sigma^{(e)} \frac{\partial v^{(e)}}{\partial x} n_{x} dl \qquad (2-17)$$

ここで、 $\Gamma^{(e)}$ は要素 e の周辺、nx はその周辺上の法線ベクトルの x 成分である。

$$\frac{\partial v^{(e)}}{\partial y} = \frac{\partial \{N^{(e)}\}^T}{\partial y} \{V^{(e)}\}$$
(2-20b)

従って、Ge の第 1 項 Ge₁ は次式となる。 $Ge_1 = -\iint_{S^{(e)}} \left(\frac{\partial \{N^{(e)}\}}{\partial x} \sigma^{(e)} \frac{\partial \{N^{(e)}\}^T}{\partial x} + \frac{\partial \{N^{(e)}\}}{\partial y} \sigma^{(e)} \frac{\partial \{N^{(e)}\}^T}{\partial y} \right) \{V^{(e)}\} ds \quad (2-21)$

$$[B(e)] = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_i^{(e)}}{\partial x} & \frac{\partial N_j^{(e)}}{\partial x} & \frac{\partial N_k^{(e)}}{\partial x} \\ \frac{\partial N_i^{(e)}}{\partial y} & \frac{\partial N_j^{(e)}}{\partial y} & \frac{\partial N_k^{(e)}}{\partial y} \end{bmatrix} = \frac{1}{2D^{(e)}} \begin{bmatrix} b_i^{(e)} & b_j^{(e)} & b_k^{(e)} \\ c_i^{(e)} & c_j^{(e)} & c_k^{(e)} \end{bmatrix}$$
(2-22)

とおくと、(2-22)式は、

$$Ge_{1} = -\iint_{S}(e) [B^{(e)}]^{T} \begin{bmatrix} \sigma^{(e)} & 0\\ 0 & \sigma^{(e)} \end{bmatrix} [B^{(e)}] \{V^{(e)}\} ds$$
(2-23)

Geの第2項Ge2は、要素eの周辺Γ^(e)に関する式であり、ノイマン型境界条件で表現できる。電気抵抗方式トモグラフィーにおける境界条件は、各電極に与えられる電流値のみである。従って、

$$Ge_2 = \int_{\Gamma^{(e)}} \{N^{(e)}\}(-i_0)dl$$
(2-24)

となる。

(2-23)、(2-24)式を(2-19)式に代入すると、

$$Ge = -\iint_{S^{(e)}} [B^{(e)}]^T \begin{bmatrix} \sigma^{(e)} & 0\\ 0 & \sigma^{(e)} \end{bmatrix} [B^{(e)}] \{V^{(e)}\} ds - \int_{\Gamma^{(e)}} \{N^{(e)}\} i_0 dl \qquad (2-25)$$

よって、(2-16)式は、

$$\sum_{e=1}^{E} \left(\iint_{S^{(e)}} [B^{(e)}]^{T} \begin{bmatrix} \sigma^{(e)} & 0\\ 0 & \sigma^{(e)} \end{bmatrix} [B^{(e)}] \{V^{(e)}\} ds \right) = \sum_{e=1}^{E} \left(-\int_{\Gamma^{(e)}} \{N^{(e)}\} i_{0} dl \right)$$
(2-26)

ここで、係数行列 A^(e)と外力ベクトル C^(e)を導入する。

$$[A^{(e)}] = \iint_{S^{(e)}} [B^{(e)}]^T \begin{bmatrix} \sigma^{(e)} & 0\\ 0 & \sigma^{(e)} \end{bmatrix} [B^{(e)}] ds \qquad (2-27)$$

$$\{C^{(e)}\} = -\int_{\Gamma^{(e)}} \{N^{(e)}\} i_0 dl \qquad (2-28)$$

.---

(2-26)式を整理すると、

$$\sum_{e=1}^{E} [A^{(e)}] \{ V^{(e)} \} = \sum_{e=1}^{E} \{ C^{(e)} \}$$
(2-29)

この式が、ポアソン方程式で表される現象の有限要素法解析における離散方程式となる。 前項で得られた基礎方程式(2-29)式における、各項の成分を以下に示す。

(1) (2-27)式は、ポアソン方程式の中核をなす 2 階偏微分の項から生ずるものである。
 (2-22)式を利用すると、

$$\begin{split} &[A^{(e)}] = \iint_{S^{(e)}} [B^{(e)}]^{T} \begin{bmatrix} \sigma^{(e)} & 0 \\ 0 & \sigma^{(e)} \end{bmatrix} [B^{(e)}] ds \\ &= \frac{\sigma^{(e)}}{4D^{(e)}} \begin{bmatrix} b_{i}^{(e)}b_{i}^{(e)} & b_{i}^{(e)}b_{j}^{(e)} & b_{i}^{(e)}b_{k}^{(e)} \\ b_{j}^{(e)}b_{i}^{(e)} & b_{j}^{(e)}b_{j}^{(e)} & b_{j}^{(e)}b_{k}^{(e)} \\ b_{k}^{(e)}b_{i}^{(e)} & b_{k}^{(e)}b_{j}^{(e)} & b_{k}^{(e)}b_{k}^{(e)} \end{bmatrix} + \frac{\sigma^{(e)}}{4D^{(e)}} \begin{bmatrix} c_{i}^{(e)}c_{i}^{(e)} & c_{i}^{(e)}c_{j}^{(e)} & c_{i}^{(e)}c_{k}^{(e)} \\ c_{j}^{(e)}c_{i}^{(e)} & c_{j}^{(e)}c_{j}^{(e)} & c_{j}^{(e)}c_{k}^{(e)} \\ c_{k}^{(e)}c_{i}^{(e)} & c_{k}^{(e)}c_{k}^{(e)} \end{bmatrix} \end{split}$$
(2-30)

(2) (2-28)式は、ノイマン境界条件から生じる項である。三角要素 e の 3 辺のうち、辺 ij が電極であるとすると、辺 ij の長さと底から流れる電流密度 io により次式が得られる。

$$\{C^{(e)}\} = -\int_{\Gamma}^{(e)} \{N^{(e)}\} i_0 dl = -\frac{i_0 l_{ij}^{(e)}}{2} \begin{cases} 1\\ 1\\ 0 \end{cases}$$
(2-31)

すなわち、辺 ij からの全流出量は、辺 ij に流される電流 io が 1/2 ずつ両端の節点 i と j に加えられることになる。

2.3.3 前方問題¹⁾

前項で述べたように、有限要素法を用いてポアソン方程式を解くことは、すなわち以 下の線型方程式を解くことになる。

$$[A]{V_{(i)}}={C_{(i)}} (i=1\sim p)$$
(2-32)

ここで、n を節点数としたとき、[A]は n×n の帯行列、{V_{(i}}は未知の n 節点電圧ベクトル、{C_{(i}}は電流値である。

(2-32)式において、境界条件として $\{C_{(i)}\}$ を与え、各要素ごとの電気抵抗値を決めてやる と、三角分解法を用いて節点電圧 $\{V_{(i)}\}$ が算出される。これをすべての電流を流す電極対に ついて、すなわち $\{C_{(i)}\}$ を $i=1\sim p$ まで条件を変えて解析を行う。p は、電流を流す電極対 の組み合わせの数である。算出したすべての節点電圧 $\{V_{(i)} = 1\sim p\}$ から、2.1 で述べた電圧 計測に対応した境界電圧を抽出する。

$$V = T[V_{(1)} V_{(2)} \cdot \cdot \cdot V_{(p)}]$$
(2-33)

ここで、T(M,n*p)は境界電圧を抽出するための行成分に1組の±1をもつ行列である。

2.3.4 Back-Projection 法 ^{9,10)}

2.3.4.1 感度行列

(2・33)式より算出した境界電圧から、次式により感度行列の成分を算出する。

$$S^{(e,m)} = \frac{1}{\beta^{(e)}} \frac{V^{(e,m)} - V^{(m)}_{sol}}{V^{(m)}_{obj} - V^{(m)}_{sol}}$$
(2-34)

ここで、 $V^{(m)}_{sol.}$ は初期状態(計測対象物が何も存在しないとき)の境界電圧、 $V^{(m)}_{obj.}$ はすべての要素が計測対象物で満たされているときの境界電圧、 $\beta^{(e)}$ は要素 e における規格化した面積(要素の面積/全要素の面積)である。

2.3.4.2 電圧の規格化

計測された境界電圧値 vmes.は、次式により規格化される。

$$\overline{v_{mes}}^{(m)} = \frac{v_{mes}}{V^{(m)}} - V^{(m)}_{sol}$$
(2-35)

2.3.4.3 電気抵抗値分布の算出

(2-34)、(2-35)式を用いて、次式により各要素ごとのグレースケールが算出される。

$$P^{(e)} = \frac{\sum_{m=1}^{N} S^{(e,m)} \overline{v_{mes}}^{(m)}}{\sum_{m=1}^{N} S^{(e,m)}} \times 255$$
(2-36)

ここで、P は初期状態の電気抵抗値を 0、計測対象物の電気抵抗値を 255 として、0~255 の値をとる。



図2.1 撹拌槽における計測断面概略



図2.2 マッチド・フィルタ・デ・モジュレータ のブロック図

3.1 はじめに

電気抵抗方式を用いた計測システムにおいて、電圧を計測する電極対によって、 計測される電圧値のレンジに 100 倍近い差が生じる。しかし、槽断面での電気抵抗 値分布の変化に伴う計測電圧の変化は、ごく微小なものである。そのため、計測回 路の設計の際に、幅広いレンジへの対応と、微小な電圧差を計測できるだけの分解 能が必要となる。また、槽内の流動を阻害しないという利点を生かし、かつ、槽内 全域の分散状態の計測を迅速に行うことを可能とするため、電極の設置位置や設置 方法、計測時間の高速化の検討を行う必要がある。

上述の事項を考慮した電気抵抗方式トモグラフィー計測システムの概要を以下 に示す。

3.2 計測回路

図 3.1 に、電気抵抗方式トモグラフィー計測システムの計測回路概略を示す。本 計測回路において、ファンクションジェネレータで発生した正弦波は、電圧制御電 流源により電流に変換され、一定電流が電極間に供給される。また、計測した電圧 はボルテージバッファを通して可変増幅器に送られ、適度に増幅された後 AD コン バータに送られる。本計測回路では、マルチプレクサの制御、および可変増幅器の 利得設定をパソコンから行うことができる。また、12 bit の AD コンバータを使用 しており、可変増幅器と組み合わせることにより、最高で 12.5 μV の分解能が得ら れる。

本計測回路の基本性能を表 3.1 に示した。また、各計測回路部、およびその周辺 機器の詳細を以下に述べる。

3.2.1 ファンクションジェネレータ

本計測回路に供給する信号源として、エヌエフ回路株式会社製 Wave Factory 1946 を用いた。この信号源は、位相シフト可能な 2 チャンネル出力、供給電圧最 大 20Vp-p、出力電圧分解能 0.1mv(1V レンジ)を有しており、本計測システムでの 使用に対し十分な機能を有しているものと考える。

3.2.2 電圧制御電流源

本計測回路に使用した電圧制御電流源の回路部を図 3.2 に示した。本回路部は、

op-amp を利用したポジティブ・フィードバック回路 ¹²⁾を採用している。使用した op-amp は、テキサス・インストルメンツ株式会社製 TL071 である。この部品の性 能は、最大電源電圧±18V、開ループゲイン 2×10^5 、スルーレート $13 \pm V/\mu s$ (typ) である。本回路部により、電流を流す電極間のインピーダンスが $1k\Omega$ までは、一 定量 10mA の電流の供給が可能である。

3.2.3 アナログ・マルチプレクサ

本計測回路に使用したアナログ・マルチプレクサは、アナログデバイス株式会社 製 ADG406 である。この部品の性能は、チャンネル数 16、切り替え速度 120ns(typ)、 入力抵抗 50 Ω(typ)であり、パソコンによる TTL 制御が可能である。

3.2.4 ボルテージ・フォロワ、および可変増幅器

本計測回路に使用したボルテージ・フォロワ、および可変増幅器の回路部を図 3.3 に示した。本回路部のボルテージ・フォロワには、op-amp を利用した回路を採用 している。使用した op-amp は、テキサス・インストルメンツ株式会社製 TL072 である。これは、電圧制御電流源において使用した同社の TL071 と性能は同等で あるが、1 チップに TL071 が 2 個組み込まれている。

また、可変増幅器には、エヌエフ回路株式会社製 CA-406L2 を、また、その制御 用に CA-903N を用いた。CA-406L2 は、1,2,5,10,50,100 倍の利得設定が可能であ る。精度は±0.1%(typ)であり、同相信号除去比 90db 以上となっている。また、 CA-903N と組み合わせることにより、パソコンによる TTL 制御が可能である。

3.2.5 AD コンバータ

本計測回路に使用した AD コンバータは、マイクロサイエンス株式会社製 ADM-652AT である。分解能は 12bit であり、入力レンジを±2.5V とすることで、 1.25mV までの分解能が得られる。また、サンプリング速度は最大 256kHz である。

3.3 計測用撹拌槽

3.3.1 4断面計測用撹拌槽

図 3.4 に、本研究で用いた 4 断面計測用の撹拌槽概略を示した。計測用の撹拌槽 は、槽径 0.19m のアクリル製円筒平底槽である。電極にはステンレスを用い、各計 測断面ごとに 16 個設置した(形状は表 3.2 参照)。電極に接続されたケーブルは、厚 さ 5mm の槽壁にあけられた直径 2mm の穴から外部に出され、計測回路に接続され る。また、計測断面は4段としており、各断面ごとに電気抵抗値分布を計測するこ とが可能である。

3.3.2 計測断面可動型撹拌槽

図 3.5 に、本研究で試作した計測断面可動型撹拌槽概略を示した。計測用の撹拌 槽は、槽径 0.2m のアクリル製円筒平底槽である。電極にはステンレスを用い、アク リル製のリングの内壁に 16 個設置した(形状は表 2 参照)。計測断面であるアクリル 製リングを撹拌槽内壁に固定することにより、任意の高さにおける計測を行うこと が可能である。

3.3.3 懸濁重合用撹拌槽

図 3.6 に、本研究で試作した計測断面可動型重合用撹拌槽概略を示した。計測用 の撹拌槽は、槽径 0.1m のガラス製円筒丸底槽である。電極にはステンレス、およ び銅板に金メッキ処理を施したものとの2タイプを用いた(形状は表2参照)。また、 計測断面であるリングには重合場での温度や、有機溶媒などの使用に耐えうる素材 であるテフロンを使用し、この内壁に計測用の電極を設置した。この装置において も計測用リングを撹拌槽内壁に固定することにより、任意の高さにおける計測を行 うことが可能である。

3.4 ソフトウェアの開発

2 章で述べた画像構成のアルゴリズムにもとづいて、画像構成用のソフトウェア を開発した。図 3.7 に、画像構成の際に用いた有限要素メッシュを示した。用いた 要素数には 2 種類あり、104 と 344 である。また、本ソフトウェアのフローチャー トを図 3.8 に示した。

本ソフトウェアを用いて、オンライン、およびオフラインでの計測が可能であり、 いずれの計測においても、1 断面の計測時間は 6ms である。

オンラインでの計測において、パソコンに送られた計測電圧値により、槽断面で の電気抵抗値分布が算出され、直ちにモニターに表示される。本計測システムで使 用したパソコンの CPU は、Pentium333MHz であり、約 14 フレーム/s の画像表 示が可能である。

オフラインでの計測において、パソコンに送られた計測電圧値により、槽断面で の電気抵抗値分布が算出され、メモリー上に保存された後、再び電圧計測を行う。こ れより、1 断面 6ms の計測を連続して行うことが可能である。また、保存された電

気抵抗値分布は、計測終了後にモニターに表示することができる。図 3.9 に、本計 測システムの写真概略を示した。

3.5 分解能の検討

本計測回路において、電圧計測の際、可変増幅器のゲインを制御することにより、 最高 12.5µV までの計測分解能が得られる。

また、本研究にて使用した撹拌翼の翼径は、主に 0.1m であり、翼回転数は 3.33 ~10 s⁻¹なので、撹拌翼先端速度は 1.05~3.14 m/s 程度となる。撹拌槽内の最高速 度が撹拌翼先端速度であるとすると、1 断面を計測している間(6ms)の移動距離は、 最大約 0.018m である。よって、要素数を 344 として撹拌した際の空間分解能は、 約 0.02m である。

表 3.1 測定回路の基本性能

信号源	DC~60 kHz(正弦波)
供給電流の振幅	0~10 mA(一定)
測定電圧の分解能	最高 12.5µV
サンプリング周波数	< 256 m kHz
一断面の測定時間	6 ms

測定断面	槽底からの位置 h [m]	形状 (高さ [mm] × 幅 [mm])
1	0.18	10×20
2	0.10	20×20
3	0.06	10×20
4	0.02	5×20
可動型(0.2m)	可変	10×20
可動型(0.1m)	可変	10×10

表 3.2 電極の基本形状



図3.1 本研究で用いたトモグラフィー計測システム用 計測回路概略



図3.2 電圧制御電流源回路部



図3.3 ボルテージ・フォロワおよび可変増幅器回路部



図3.4 4断面計測用撹拌槽概略



図3.5 計測断面可動型撹拌槽(0.2m)概略



図3.6 計測断面可動型撹拌槽(0.1m)概略



b) 要素数344

図3.7 画像構成の際に用いた有限要素メッシュ

25

a) 要素数104





図3.9 当研究室にて試作した電気抵抗方式 トモグラフィー計測システムの写真概略 (ステンレス丸棒を挿入・静置させた測定)

4章 計測システムの検討(予備実験)

4.1 はじめに

本研究で試作した電気抵抗方式トモグラフィー計測システムの妥当性について検討す るため、異相系の分散状態の計測を含めた予備実験をいくつか行った。

4.2 固-液系の計測

4.2.1.1 静止系における計測方法

静止系における計測の一例として、0.01mol/IKCl 水溶液を満たした槽内にこれに対し て、電気抵抗値の高いテフロン丸棒、および電気抵抗値の低いステンレス丸棒を静置し た際の計測を行った。図 4.1 に計測方法概略を示した。槽中心から 50mm の 1-2 電極間 に直径 30mm のテフロン、およびステンレス丸棒を垂直に置き、計測を行った。

4.2.1.2 計測結果および考察

図 4.2 に、槽内にテフロン丸棒、およびステンレス丸棒を静置した際の計測結果の一例 を示した。同図中の白円は、実際に丸棒を静置した位置である。また、初期状態を示す 青色に対し、テフロン丸棒においては電気抵抗値が大きくなるほど水色、緑色を示し、ス テンレス丸棒においては電気抵抗値が小さくなるほど水色、緑色を示す。同図より、得ら れた画像は計測対象物の位置を明瞭に計測できていることが判った。

また、参考として、付図に Holden らが計測した画像 ²の一例を合わせて示した。この 画像は、食塩水を満たした槽径 1.5m の撹拌槽内に Ø 0.06m(左)、Ø 0.11m(右)のアルミニ ウム円筒、およびØ 0.11m のポリ塩化ビニル円筒(上)を静置したものである。同図におい て、得られた画像は、実際に計測対象物を静置した位置よりもかなり槽壁側に寄っており、 本計測システムにより得た画像のほうが計測対象物の位置をより正確に表していること が判った。

4.2.2.1 回転系における計測方法

回転系における計測の一例として、槽内の断面においてアルミ円盤を回転させた計測 を行った。図 4.3 にこのときの計測方法概略を示した。槽内を 4.2.2.1 のときと同様に 0.01mol/IKCl で満たし、これに対して電気抵抗値の小さな直系 40mm、厚さ 20mm のア ルミ円盤を槽中心より 60mm の位置にて円周方向に回転させ、アルミ円盤の経時変化を 連続的に計測した。なお、円盤の回転数は 1.0s⁻¹とした。

4.2.2.2 計測結果、および考察

図 4.4 に、槽内でアルミ円盤を回転させた場合の計測結果を示した。ここで、図中白円 部分は、実際にその時刻にアルミ円盤が存在していた位置を示している。同図より、1.0s⁻¹ 後には回転していた円盤が元の位置に戻ってきていることが確認でき、得られたそれぞ れの画像は経過時間とともにアルミ円盤が移動していく様子を明瞭にとらえていること が判った。

4.3 固体粒子分散状態の計測

4.3.1 計測方法

懸濁重合反応後期の状態を想定して、固-液系粒子分散状態を計測した。図 4.5 に、計 測方法概略を示した。撹拌槽には槽径 0.19m のアクリル製円筒平底槽を用いた。また、 撹拌翼として、翼径 0.1m の 4 枚傾斜パドル翼を用い、槽底から 0.06m の位置に設置し た。ここで、翼回転数は 1.67s⁻¹とした。

液相には、0.01mol/IKCl 水溶液を用いた。また、固体粒子として、KCl 水溶液との密 度差が小さく、槽内全域に十分に分散すると考えられる直径約 1mm のポリスチレン粒子 (密度 1022kg/m³)を用い、粒子濃度を 5,10,15,20,25,30 vol%と変化させて計測を行った。

4.3.2 計測結果、および考察

図 4.6 に、ポリスチレン粒子濃度を変化させたときの電気抵抗値分布の一例を示した。 同図において、粒子濃度の増加に伴い、槽断面の電気抵抗値が増加しており、粒子濃度の 増加に伴う電気抵抗値分布の画像を得られることが判った。また、結果の図示は省略す るが、電気抵抗値分布のムラは経時的に変化しており、これは流れの影響により生じる局 所的な濃度のムラを計測しているものと考えられる。

4.4 気・液系の計測

4.4.1 計測方法

気·液系の計測例として、図 4.7 に示すような通気計測を行った。通気用のノズルは同 図に示すように、槽中心から 70mm の 1-2 電極間に設置した。

液相として、0.01mol/IKCl 水溶液を用い、また気相として空気を用いた。一度の計測 において、空気を 30ml 注入し、気泡が計測断面を通過する様子を計測した。

4.4.2 計測結果および考察

図 4.8 に、気泡が計測断面を通過した際の電気抵抗値分布の経時変化の一例を示した。 同図 a)の×印で示した通気位置において、気泡の影が見え始めたときを時刻ゼロとした。

時刻ゼロより増え始めた気泡断面積は、0.066s後に最大面積となり、その後減少していった。同図より、本計測システムは、計測断面を気泡が通過していく様子を連続的に追うことが可能であることが判った。

4.5 通気撹拌における気泡分散状態の計測

4.5.1 計測方法

通気撹拌における気泡分散状態の計測例として、図 4.9 に示したような通気撹拌を行った。通気用のノズルは、槽底の中心に設置した。撹拌翼として、翼径 0.1m の 6 枚ディスクタービン翼を用い、槽底から 0.06mの位置に設置した。

液相として、ビンガム的なレオロジーを持つ 0.25wt%カルボキシビニルポリマー水溶 液(0.01mol/IKCl 添加)を用いた。

レオゴニオメータ(日本レオロジー機器株式会社製、型式 RGM-152-SD)により実測し たレオロジー特性を図 4.10 に示した。また、Casson モデル¹³⁾による粘度構成式を(4-1) 式に示した。

Casson
$$\forall \vec{\tau}^{1/2} = \tau_0^{1/2} + (k_c \dot{\gamma})^{1/2}$$
 (4-1)

$\tau_0 = 5.09 \text{Pa}$ kc=0.134 Pa. • s

気相として空気を用い、通気速度を 2.5×10⁻⁴ m³/s とした。
4.5.2 計測結果、および考察

図 4.11 に、翼回転数を 3.33s⁻¹としたときの各計測断面における電気抵抗値分布の一例 を示した。また、付図に、このときの可視化によるガス分散状態のスケッチを示した。 同図より、翼周りに形成されたキャビティーの端から気泡が上昇していく様子が判る。

図 4.12 に、翼回転数を 10s⁻¹としたときの各計測断面における電気抵抗値分布の一例 を示した。また、付図に、このときの可視化によるガス分散状態のスケッチを示した。 同図において、得られた画像は付図に示した観察結果とほぼ一致していることが判った。

これらのことから、図 4.11、および 4.12 に示した画像は、実際に現象を比較的明瞭に 表しているものと考える。



図4.1 静止系における計測方法概略(h=100mm)





付図 Holdenらによる抵抗分布の測定例²⁾ (φ0.06m(左)、φ0.11m(右)アルミニウム円筒、 φ0.11m(上)ポリ塩化ビニル円筒)

- b)計測結果の一例Ⅱ-テフロン丸棒
 - 図4.2 槽内にステンレス丸棒およびテフロン丸棒を 静置した際の計測結果の一例



図4.3 回転系における計測方法概略 (円盤の回転数=1.0s⁻¹ h=100mm)



(円盤の回転数=1.0 s⁻¹)



図4.5 固体粒子分散状態の計測方法概略



a) 5 vol.%



b) 10 vol.%



c) 15 vol.%









 d) 20 vol.%
 e) 25 vol.%
 f) 30 vol.%
 図4.6 ポリスチレン粒子濃度を変化させたときの 電気抵抗値分布の一例(h=0.1)



図4.7 気一液系における計測方法概略





図4.9 通気撹拌における気泡分散状態の計測方法概略



図 4.10 0.25wt.%カルボキシビニルポリマー 水溶液のレオロジー特性の一例





c)

a)





c) 計測断面3(h=0.06m)



14

13

計測断面 2 (h=0.1m)

10

b)

11

12

d) 計測断面4(h=0.02m)





図4.12 各計測断面における電気抵抗値分布の一例(n=10s-1)

5.1 はじめに

炭酸カルシウム懸濁水などに代表される塑性流体は、降伏応力を有するため、撹拌条件 によっては翼廻りのみで流動するカバーンと呼ばれる領域を形成する場合が少なくない ¹⁾。報告者らは、これまでに電気伝導度法¹⁾、熱的判定法²⁾等を用いてカバーンの計測を行 ってきた。本研究では、カバーン内に電解質溶液を注入し、カバーンと、そのまわりの静 止領域との電気伝導度に差異を作ることにより、撹拌槽内における種々の塑性流体のカ バーン形成状態を、本研究で試作した電気抵抗方式トモグラフィー計測システムを用い て**3**次元的に計測した^{3,4)}。

5.2 計測方法

図 5.1 に、本計測システムによるカバーン形成状態の計測方法概略を示した。計測に用いる流体にはあらかじめ 0.01mol/l の KCl を添加しており、これが初期濃度となる。これに対し、高濃度電解質(0.25mol/IKCl)入りのトレーサー液を、確実にカバーンであると判断される撹拌翼近傍に 20ml 注入し、静止領域との間に電気伝導度の差異を作り計測した。また、撹拌槽には槽径 0.2m のアクリル製円筒平底槽を用い、撹拌翼には翼経 0.1mの6枚垂直パドル翼を用いた。

図 5.2 には、計測に用いた塑性流体のレオロジーを示し、表 5.1 にはレオメータ(日本 レオロジー機器株式会社製:RGM-152-SD)などを用い測定した各流体の物性値を示した。 なお、粘度構成式には、Casson モデル⁵⁾((5-1))式を用いた。

5.3 計測結果および考察

5.3.1 カルボキシビニルポリマー水溶液を用いた場合

5.3.1.1 可視化実験

まずはじめに、対象流体として 0.4wt%カルボキシビニルポリマー(和光純薬社製ハイビス ワコー[®]105:以下 Carbopol と称す)水溶液(0.01 mol/IKCl 添加)を用いた。同流体は無色透 明であり、カバーン内に着色剤を注入することにより、カバーンと静止領域との境界が外部 から可視化可能である。図 5.3 に、カバーン可視化写真の一例を示した。なお、着色剤には 食紅(共立食品会社製)を用い、翼回転数 N=4.0 s⁻¹ にて撹拌を行った。同図において、点線 で囲まれた部分がカバーンである。これより、カバーンは、幅(Cw) 150mm、高さ(Ch) 110mmの形状で存在していることが判った。また、カバーンの形成状態は、上下対称である ことが確認されたことから、本計測システムによる計測は、槽上半分のみとした。この可視 化による計測結果を本計測システムによる結果の比較対象とした。

5.3.1.2 本計測システムによる計測

図5.4 に、本計測システムにより得られたカバーン計測結果を示した。計測条件は、先に 示した可視化写真(図5.3)と同様である。初期濃度を示す青色に対し、トレーサー液を注入し たカバーン内は初期濃度より電気伝導度が高いことを表す緑色を示している。ここで、カバ ーンと静止領域との境界を本研究では、濃度階調の数値が 200 であると規定した(同図中カ ラーバー参照)。図 5.5 には、KCl 濃度、電気伝導率、および本計測システムにおける濃度 階調の関係 ⁽⁶⁾を示す。これより、カバーンは高さ方向では槽底から 150~160mm 付近まで 存在していることが判る。これは、可視化写真での結果(図 5.3)とほぼ一致している。図 5.6 には、図 5.4 における計測断面高さ(h)=100mm において計測した結果を示す。濃度階調が 200 である部分を囲んで算出した面積を円相当と近似して算出したカバーンの直径は 148mm であり、これは、可視化写真(図 5.3)ともほぼ一致し、これより、境界を濃度階調 200 としたことの妥当性が確認された。図 5.7 には、本計測システムにより得られた画像を もとにした 3 次元画像構成図を示す。

5.3.2 炭酸カルシウム懸濁水を用いた場合

5.3.2.1 6 枚垂直パドル翼を用いた場合

次に、対象流体を不透明な炭酸カルシウム懸濁水に変えて計測を行った。図 5.8 に懸濁濃度 57.2wt%、図 5.9 に 63.2wt%における計測結果を示した。なおカバーンと静止領域との境界 は可視化により妥当性が確認された濃度階調の数値が 200 をもって、その判定基準とした。 図 5.8、および 5.9 より、翼回転数が増加するに連れて、カバーンが半径方向、高さ方向とも に増加していることが判る。さらに、図 5.8 と 5.9 を比較して、同じ翼回転数であっても、懸 濁濃度の高いほうがカバーンは小さく形成されていることが判る。さらに、各計測断面にお けるカバーンの直径を用い、カバーンを円筒近似して算出したカバーン液体積を併せて 示した。()内の値は、後述の熱的判定法(計測方法を図 5.10 に示した。)により導出した 相関式 ^{7,8)} により算出したカバーン液体積である。

本計測システムによる結果のほうが液体積を大きく捉える傾向があるが、これは、カバー

ンの上下先端部分を、本計測システムでは厳密に捉え切れていないことが原因と考えられる。 図 5.11 には、このようにして得られた画像を元に作成した各懸濁濃度ごとの 3 次元画像構 成図を示す。翼回転数の増加により液体積が増加し、また、同じ翼回転数でも懸濁濃度が高 いほうが液体積が小さくなる様子が判る。

5.3.2.2 4 枚傾斜パドル翼を用いた場合

図 5.12 には、撹拌翼に 4 枚傾斜パドル翼を用いた場合のカバーン形成状態を示す。塑性 流体には、懸濁濃度 62.0wt%の炭酸カルシウム懸濁水を用いた。同図 a)は下向き吐出が起 きる、撹拌翼を槽上部から見て時計回りに回転させた場合で、同図 b)は逆に反時計回りに 回転させた場合のカバーン形成状態である。

同図 a)より、カバーンが撹拌翼を中心に上下非対称に形成され、撹拌翼上部にカバーンが大きく形成されることが判った。また、熱的判定法との結果と比較し、計測結果の 違いをふまえた上でもほぼ一致することが判った。

同図 b)より、撹拌翼の回転方向を変えると、撹拌翼下部にカバーンが大きく形成されることが判り、カバーン形成状態に違いが見られた。

これは羽根が傾斜していることにより、撹拌翼上部と下部での流動、および剪断状態 に違いが生じ、カバーン形成状態に影響しているためと考えられるが、今後各種撹拌翼 での定量的な検討をしていきたい。

5.4 相関式との比較

本計測システムにより得られた画像を基に算出したカバーン液体積を、熱的判定法により導出した相関式 ^{7,8)}による結果と比較した。導出した相関式は(5-2)式にて示される。

$$V^* = 1.22 \times 10^{-2} Np \operatorname{Re}^{0.74} Bi_c^{-0.72}$$
 (5-2)

$$V^* = \frac{V_c}{V_t} \qquad Np = \frac{P}{\rho n^3 d^5} \qquad \text{Re}_c = \frac{\rho n d^3}{\eta_c} \qquad Bi_c = \frac{\tau_c}{\eta_c n}$$

図 5.13 に、比較の結果として、Re。と V*/NpBi。^{-0.72}の関係を示した。実線で示されて いるものが相関式の結果である。また、本計測システムにより得られたカバーン液体積 を用いたものが各懸濁濃度ごとに△、〇のプロットにて示されている。これより、本計測 システムのほうが全体的に大きく捉える傾向があるものの、ほぼ一致する結果が得られた。

5.5 むすびに

当研究室で試作した電気抵抗方式トモグラフィー計測システムを用い、二、三の塑性 流体の流動状態を多断面にて計測することで、カバーン形成状態を3次元的に計測した。 光透過な塑性流体を用いた可視化実験による検証を行うとともに、従来、他の測定法で導 出したカバーン液体積の相関式と、本計測システムにより算出したカバーン液体積を比 較し、良好に一致することを検証した。これより、本計測システムを用いて、撹拌槽にお ける塑性流体のカバーン形成状態を良好に把握できることが判った。





図 5.2 対象流体のレオロジー特性の一例

試料物性値	0.4wt%Carbopol 水溶液	57.2wt% 炭酸 カルシウム懸濁水	63.2wt% 炭酸 カルシウム懸濁水
$ au_{ m c}$ [Pa]	10.54	6.69	10.87
η_{c} [Pa · s]	0.075	0.042	0.045
ρ[kg/m³]	1000	1601	1667

表 5.1 対象流体の物性値の一例



図5.3 カバーン可視化写真の一例 (0.4wt%Carbopol水溶液(0.01mo1/1KC1入り)を4.0s⁻¹で撹拌)







図5.6 計測断面 I (h=100mm)における測定結果 (0.4wt%Carbopo1水溶液(0.01mo1/1KC1入り)を4.0s⁻¹で撹拌)



図5.7 3次元画像構成図





図5.9 63.2wt%炭酸カルシウム懸濁水におけるカバーン計測結果の一例 (斜度60°にて表示)





図5.11 炭酸カルシウム懸濁水における3次元画像構成図



図5.12 4枚傾斜パドル翼を用いた場合のカバーン形成状態 (62.0wt%炭酸カルシウム懸濁水)

カバーン液体積の相関式^{7,8)}(6枚垂直パドル翼の場合)

 $V^* = 1.22 \times 10^{-2} \cdot Np \cdot \text{Re}_{c}^{0.74} \cdot Bi_{c}^{-0.72}$ (5-2) $V^* = \frac{V_c}{V} \quad Np = \frac{P}{\rho n^3 d^5} \quad \text{Re}_c = \frac{\rho n d^2}{\eta_c} \quad Bi_c = \frac{\tau_c}{n\eta_c}$

Bi_c:修正ビンガム数[-]、d:翼径[m]、n:翼回転数[s⁻¹]、P:撹拌所要動力[W] Re_c:修正レイノルズ数[-]、V^{*}:無次元流動領域液体積[-]、V:撹拌槽体積[m³] V_c:流動領域液体積[m³]、ρ:流体密度[kg/m³]、η_c: Casson 粘度[Pa · s] τ_c: Casson 降伏値[Pa]



6章 電気抵抗方式トモグラフィー計測システムを用いた懸濁重合槽における 凝集塊の検出¹⁾

6.1 はじめに

汎用ポリマー製造法のひとつである懸濁重合反応操作において、重合反応がある程度 進行し、分散相である液滴粘度が上昇した際、翼回転数が不適当な場合など、反応操作 条件に不備^{2,3)}があると、分裂と合一を繰り返していた液滴が合一支配となる。さらに、 この合一現象が急激になると、液滴は撹拌翼等に付着し、凝集塊としてそのまま固体化す る場合がある(図 6.1 参照)。

本研究では、槽壁円周方向に設置した電極により、電気抵抗値の差を利用して撹拌槽内 断面の流動・分散状態を計測する電気抵抗方式トモグラフィー計測システムを懸濁重合 反応を遂行するに際し問題となる凝集塊の計測に適用し、これを迅速に検出して防止す るための基礎的な知見を得た。

6.2 計測方法

図 6.2 に、計測方法概略を示し、表 6.1 に計測条件を示した。重合槽には槽径 100mm のガラス製円筒丸底槽を用いた。撹拌翼には翼径 50mm のステンレス製 6 枚羽根ディス クタービン翼を用い、液深の 1/2 に設置した。なお、対象とする反応はスチレンの懸濁重 合反応である。

また、計測用の電極の付いたリングは、温度や有機溶媒の使用に耐えられる素材であ るテフロンを用いた。リングは液深方向に移動可能であり、任意の断面における計測が可 能である。

6.3 計測結果および考察

6.3.1 重合反応開始直後における計測

図 6.3 に、分散相分率(φ)=0.1、翼回転数(N)=2.5s⁻¹における重合反応開始直後の液滴 分散状態の一例を示した。同図 a)には、このときの液滴分散状態の可視化写真を示した。 これより、分散相であるスチレンは、連続相である水に対してほとんど分散していない ことが判る。さらに、スチレンが撹拌槽上部に層となって存在していることが判る。同 図 b)は、a)に示した状態でのそれぞれの計測断面(I~III)における液滴分散状態のトモグ

ラフィー画像の一例を示した。計測断面Iにおいて、中心部分にスチレンの存在が確認 できる(スチレンの層を形成)が、計測断面II、IIIではスチレンがほとんど分散していない ことが判る。これは可視化写真における状況とよく一致した結果であり、得られた画像は 明瞭に実際に現象をとらえていることが判った。

図 6.4 は、 Ø=0.1、N=3.5s⁻¹における重合反応開始直後の液滴分散状態の一例を示した。 同図 a)の可視化写真において、槽内には、徐々に分散相であるスチレンが連続相である水 に対して分散し始めていることが判るが、まだ十分ではないことが判る。同図 b)には、 a)で示した状態でのそれぞれの計測断面(I~V)における液滴分散状態のトモグラフィー 画像の一例を示した。計測断面 I、IIでは分散相であるスチレンの存在が確認でき、ま た、可視化写真からも判るようにIIの方が領域が小さくなっていることも判る。計測断 面III~Vからは、分散相が、まだ十分ではないものの分散しはじめていることが判る。こ れより、得られた画像は可視化写真ともよく一致していることが判った。また、このよ うな状態で重合反応を進行していくと、図 6.5 に示すように分散相は反応途中において、 撹拌翼に付着し、凝集塊となってしまうことも確認した。

図 6.6 は、*φ*=0.1、N=4.5s⁻¹における重合反応開始直後の液滴分散状態の一例を示した。 同図 a)の可視化写真において、分散相であるスチレンは、撹拌槽内全域にほぼ均一に分散 していることが判る。同図 b)には、a)で示した状態でのそれぞれの計測断面(I~III)にお けるトモグラフィー画像の一例を示した。

6.3.2 モデル的計測

重合反応過程において、反応途中で凝集塊が生成したことを想定したモデル的な計測 を行った。図 6.7 に、凝集塊が生成したことを想定したモデル的なトモグラフィー画像の 一例を示した。同図 c)は、付図に示したような凝集塊が撹拌翼に付着・生成したと考え られる場合の画像の一例である。同図より、凝集塊が存在していると考えられる場所はそ の周りに比べて明らかに電気抵抗値が大きくなることが判った。これより今後、反応過程 において凝集塊が付着・生成した場合、本計測システムではどのような画像として得るこ とができるのかについて基礎的な知見を得た。

6.4 むすびに

電気抵抗値の差を利用して、撹拌槽内断面における流動・分散状態を、画像として表示する 電気抵抗方式トモグラフィー計測システムを用い、懸濁重合反応場における凝集塊の計測に、 同計測システムを適用することを検討した。

凝集塊検出の手始めとして、重合開始直後の液滴の分散状態を翼回転数を変えて各計 測断面にて計測し、可視化写真との比較の結果、各翼回転数や各計測断面の液滴の分散 状態を良好に画像として得られることが判った。



a) 粒子として生成した場合 (50倍にて撮影)



 b) 凝集塊として生成した場合
 図6.1 重合反応終了後に生成した ポリマー(ポリスチレン)の写真例



表6.1 計測条件

連続相:イオン交換水 720ml 懸濁安定剤(燐酸カルシウム) 0.05wt%

KCl 0.01mol/l-イオン交換水

分散相:スチレン 80ml

重合開始剤 (AIBN) 0.04mol/1-スチレン 撹拌翼: 6枚ディスクタービン翼 (液深の1/2に設置) 翼回転数: 2.5、3.5、4.5 s⁻¹ 重合温度: 353K (液表面からの気泡の巻き込みを防ぐため、

バッフルを2枚設置した。)



a) 可視化写真の一例





I) h=3/4H





Ⅱ) h=1/2H

Ⅲ) h=1/4H

b) それぞれの計測断面(h)における液滴分散状態の トモグラフィー画像の一例

図6.3 重合反応開始直後の分散状態の一例 (翼回転数=2.5 s⁻¹)


a) 可視化写真の一例







V) h=1/6H

b) それぞれの計測断面(h)における液滴分散状態の トモグラフィー画像の一例

図6.4 重合反応開始直後における分散状態の一例 (翼回転数=3.5 s⁻¹)



図6.5 撹拌翼に付着・生成した凝集塊の一例





a) 可視化写真の一例



I) h=3/4H

Ⅱ) h=1/2H

Ⅲ) h=1/4H

- b) それぞれの計測断面(h)における液滴分散状態の トモグラフィー画像の一例
- 図6.6 重合反応開始直後の分散状態の一例 (翼回転数=4.5 s⁻¹)

7章 電気抵抗方式トモグラフィー計測システムによる懸濁重合反応場における 安定操作範囲の決定¹⁾

7.1 はじめに

代表的なポリマー製造法である懸濁重合反応の初期操作において、撹拌が十分であり、 モノマー液滴が撹拌槽内全域を均一に分散している場合、反応は、設定した重合温度にて 進行する。しかし、撹拌が不十分であり、モノマー液滴の分散状態に偏りが生じる場合、 熱溜まりが生じ、反応熱の除去が困難となるため、最悪の場合には暴走反応を引き起こす 可能性がある^{2,3}(図 7.1 参照)。従って、重合反応を安定な状態で遂行させるため、モノ マー液滴を撹拌槽内全域に均一分散させることは重要であり、そのような分散状態を達 成する操作範囲の決定が望まれている⁴。

そこで本研究では、モノマー液滴の水に対する電気抵抗値の差を利用して、撹拌槽内 断面における分散状態を計測し、これを画像として表示する電気抵抗方式トモグラフィ ー測定システムを試作した。

さらに、同計測システムを用いて、懸濁重合反応場における液滴分散の均一・偏り・ 凝集などの状況を種々の操作条件において計測した。次いで、その結果に基づき、重合 反応を安定に遂行するための定量化した操作範囲を決定する手法を検討した。

7.2 計測方法

図 7.2 に、計測方法概略を示し、表 1 に計測条件を示した。撹拌槽には、槽径 100mm、 全容積 1000ml のガラス製円筒丸底槽を用い、撹拌翼には、翼径 50mm のステンレス製 6 枚羽根ディスクタービン翼を用いた。また、対象とする重合反応は、スチレンの懸濁重 合反応である。同図に示す状況にて、翼回転数(N=2.5~9.0 s⁻¹)、および分散相分率(φ=0.1 ~0.3)を操作条件として重合反応を開始し、各操作条件における液滴の分散状態を多断面 にて計測した。なお、重合温度(T)は 80℃とし、連続相(水)には 0.01 mol/l KCl を添加し た。また、分散剤にはリン酸カルシウム(0.1wt%-水)、開始剤には AIBN(0.04 mol/l-スチレン) を用いた。

7.3 計測結果、および考察

図 7.3 に、操作条件を分散相分率(φ)=0.1、翼回転数(N)=2.5s⁻¹としたときにおける重 合反応開始直後における可視化写真とトモグラフィー画像の一例を示した。トモグラフ ィー画像において、初期状態では画像は青色を示している。この初期状態に対して電気抵抗値の大きなモノマーが存在すると画像の色は青から緑、黄色へとカラーバーに示すように変化する。同図より、翼回転数が不十分であるため、モノマーは槽内に分散せず撹拌 槽上部に層となって存在していることが判る。

図 7.4 に、操作条件を Ø=0.1、N=3.5s⁻¹としたときにおける重合反応開始直後における 可視化写真とトモグラフィー画像の一例を示した。同図より、モノマーは徐々に撹拌槽内 に分散しはじめているものの、まだ均一には分散していないことが判る。

図 7.5 に、操作条件を Ø=0.1、N=4.5s⁻¹ としたときにおける重合反応開始直後における 可視化写真とトモグラフィー画像の一例を示した。同図より、いずれの計測断面での画 像もほぼ一様な電気抵抗値分布を示しており、モノマーは撹拌槽内を均一に分散してい ることが判る。

7.4 液滴分散状態の定量的評価

7.3 において得られた画像をもとに液滴の分散状態を定量的に評価する手法について 検討した。この評価に式(7-1)、(7-2)を用いた。

$$\sigma^{2} = \frac{\sum_{i=1}^{e} (A - a_{e})^{2}}{e} \qquad (7-1) \qquad \left| \frac{\sigma^{2} - \sigma^{2}_{\min}}{\sigma^{2}_{\min}} \right| \leq 0.05 \qquad (7-2)$$

式(7-1)における分散の値(σ²)が小さな値をとるほど液滴は均一に分散していることを 示す。そして、この値が式(7-2)に示すように 5%以内の誤差範囲で一定値となるときを安 定操作範囲であるとした。

このような検討を行った一例として、図 7.6 に、 ϕ =0.1 における翼回転数(N)と分散(σ ²) の関係を示した。同図より、徐々に翼回転数を増加させていき、N=4.5s⁻¹に達したとき、液滴 ははじめて均一分散をしていることが判った。ここで、翼回転数を増加させていき、はじめ て均一分散を達成した翼回転数を Nmin とした。また、逆に翼回転数を増加させすぎると、 今度は気泡の巻き込みが発生する。そこで、この巻き込みが起こらない最大の翼回転数を Nmax とした(このときの σ^2 が σ^2 min となる)。これより、 ϕ =0.1 において均一な分散状態 を達成する範囲は翼回転数が 4.5~8.0s⁻¹であることが判った。

次に、このような検討を他の*φ*についても行った。図 7.7 に、反応開始直後の液滴分散状態から決定した安定操作範囲の一例を示した。斜線で示される部分が安定操作範囲である。

また、図 7.8 に、この安定操作範囲内で重合反応を最後まで行い、生成したポリマーの拡大 写真の一例を示した。各操作条件にて得られるポリマー粒子は粒径は異なるものの、重合反 応自体は液滴の集塊もなく、安定に行えることが判った。また、安定操作範囲外で行った一 例である④では、液滴が反応途中で集塊してしまったことも確認した。このことからも本研 究にて決定した安定操作範囲の妥当性が確認できた。

7.5 むすびに

電気抵抗方式トモグラフィー計測システムを、懸濁重合反応場に適用し、重合反応開始直 後における液滴の分散状態を各操作条件にて計測した。

各操作条件にて得られたトモグラフィー画像から、(7-1)式に示す分散(σ²)、および(7-2) 式に示す判定式を用いることで、重合反応を安定な状態で遂行するための定量化した操 作範囲を決定する手法を提示することができた。

決定した安定操作範囲内で重合反応を行い、ポリマー粒子を生成することができた。 逆に、安定操作範囲外では、液滴の凝集が起こることも確認した。これより、本研究に て決定した安定操作範囲が妥当であることが判った。



a) 撹拌が十分な場合における b) 撹拌が不十分な場合における c) それぞれの撹拌条件における 液滴分散状態のスケッチ 液滴分散状態のスケッチ 重合時間と温度の関係²⁾

> 図7.1 異なる撹拌条件における液滴分散状態のスケッチ、 および重合時間と温度の関係



図7.2 計測方法概略



a) 可視化写真の一例



b) 計測断面 I (h=3/4H)



c) 計測断面Ⅱ (h=1/2H)





d) 計測断面III (h=1/4H)

図7.3 反応開始直後における液滴分散状態の可視化写真および トモグラフィー画像の一例(N=2.5s⁻¹, φ=0.1, T=80℃)



図7.4 反応開始直後における液滴分散状態の可視化写真および トモグラフィー画像の一例(N=3.5s⁻¹, φ=0.1, T=80℃)



図7.5 反応開始直後における液滴分散状態の可視化写真および トモグラフィー画像の一例(N=4.5s⁻¹, φ=0.1, T=80℃)

分散(σ²)の定義式



安定な液滴分散状態の判定式

$$\frac{\sigma^2 - \sigma^2_{\min}}{\sigma^2_{\min}} \leq 0.05$$

(7 - 2)

A: N=Nmax における a1~ae の平均値[-] a1~ae: 各要素における電気抵抗値の変化量[-] e: 要素数[-] N: 翼回転数[s⁻¹] Nmax: 液自由表面からの気泡の巻き込みの 起こらない最大の翼回転数[s⁻¹] σ²: 分散[-]

(7 - 3)

 σ^{2} min: N=Nmax における σ^{2} の値[-]





図7.7 反応開始直後の液滴分散状態から決定した 安定操作範囲の一例

(重合温度、開始剤濃度、懸濁安定剤濃度は表1参照)



図7.8 本研究にて決定した安定操作範囲内にて生成した ポリマー粒子、および範囲外にて生成した凝集塊の写真例 (同図中①~④は図7.7参照。開始剤濃度、懸濁安定剤濃度は表1参照。) 8章 懸濁重合反応場における液滴分散状態の連続的トモグラフィー計測 1)

8.1 はじめに

前章までに電気抵抗方式トモグラフィー計測システムを用いて、コールドモデル(重合反応開 始直後)における液滴分散状態を種々の操作条件において計測し、その結果より重合反応を安定 に遂行するための定量化した操作範囲を決定した。

本章ではさらに、実際の懸濁重合反応場において、液滴の集塊化が起こりやすくなる反応 応中期から後期を含んだ連続的な液滴分散状態の計測を行い、安全に重合反応を遂行する ための知見を得た。

8.2 計測方法

図 8.1 に、計測方法概略を示した。撹拌槽には槽径 100mm、全容積 1000ml のガラス製 円筒丸底槽を用い、撹拌翼には、翼径 50mm のステンレス製 6 枚羽根ディスクタービン翼 を用い液深の 1/2 に設置した。また、対象とする重合反応は、スチレンの懸濁重合反応であ る。

同図に示す状況にて、翼回転数(N)、および分散相分率(φ)などを操作条件として重合反応 を開始し、各操作条件における液滴の分散状態を計測した。なお、重合温度(T)は 80℃とし、 連続相(水)には 0.01mol/IKCl を添加した。また、分散剤には PVA、および燐酸カルシウム、 開始剤には過酸化ベンゾイルを用いた。表 8.1 に、計測条件を示した。

8.3 液滴分散状態の定量的評価

本計測システムにて得られた画像より、撹拌槽内における液滴の分散状態を定量的に評価 するため、(8-1)式に示す分散(*σ*²)を用いた。

$$\sigma^{2} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (A - a_{i})^{2}}{n}$$
(8.1)

このσ²の値が小さな値を示すほど計測断面における電気抵抗値分布のムラが少なく、液 滴が槽内を均一に分散していることを示す。

8.4 計測結果、および考察

図 8.2 に、分散相分率と濃度階調の関係を示す。濃度階調の値(255~0)が小さくなるほど槽内の電気抵抗値が大きく、スチレンの懸濁濃度が高いことを示す。

図 8.3~8.5 に、各反応時間における液滴分散状態の画像の一例を示す。いずれの画像 も計測断面は、翼設置位置である h=1/2H の位置とした。

図 8.3 は反応が最後まで良好に進行し、完全にポリマー粒子が得られた(付図参照)操作 条件である(付表参照)。得られた画像はいずれの反応時間においてもほぼ一様な電気抵抗 値分布を示している。これは、σ²がほぼ一定値を示していることからも確認できる。

図 8.4 は 8.3 に対し、翼回転数を下げ、また、分散剤(このときは燐酸カルシウムを用いた。)量も減らしたときにおける画像の一例である(操作条件については付表参照)。ポリマー粒子は得られた(付図参照)ものの、粒子径は図 8.3 のときに比べてやや大きく、また収率も悪くなることを確認した。その分、液自由表面付近の撹拌軸などには凝集塊が生成した(付図参照)。得られた画像も、反応開始より 120 分までは一様な電気抵抗値分布を示しているが、180 分後には電気抵抗値が全体的に小さくなり、初期状態に近くなっている。σ² もこの状態を反映し、やや大きな値となった。これは 120 分~180 分の間で液滴が重合反応により高粘度となり、分散剤の量が不足していたため、液自由表面で液滴を良好に分散しきれず、凝集塊として撹拌軸に付着してしまったためであると考えられる。

図 8.5 は 8.4 と翼回転数は同値とし、分散剤量をさらに減らしたときにおける画像の一 例である(操作条件については付表参照)。このとき液滴は最終的にバッフルなどに大きな 凝集塊として付着してしまい、ポリマー粒子は得られなかった。これは、分散剤量が不 足していたことが最大の原因であると考えられる。得られた画像も 120 分までは良好な 分散状態を示していたが、180 分後にはバッフル位置に凝集塊が生成していることを示し ている。このとき、σ²は 6057 と格段に大きな値となった。

図 8.6 に各操作条件における反応時間に対するσ²の変化を示した。反応が良好に進行 する際はσ²はほぼ一定値となるが、凝集塊が生成してしまう場合は格段に大きくなるこ とが判る。さらに両者の中間段階の状態(図中Δ印)を検知することができた。同状態で、 分散剤の再投入や、翼回転数を変化させることで、重合反応を制御できるものと期待さ れる。

これより、本計測システムを用いることで、重合反応過程における操作条件の違いによ る凝集塊生成の有無を判別することができ、本計測システムを懸濁重合反応場における

液滴分散状態の計測さらには同反応の制御に適用できることが判った。

8.5 むすびに

本研究で試作した電気抵抗方式トモグラフィー測定システムを、懸濁重合反応場に適用し、反応過程を連続的に計測した。

得られた画像をもとに、分散(σ²)を用いることで、液滴が均一に分散している か否かを定量的に判別することができた。

また、反応過程中期から後期において、操作条件によっては、液滴の集塊化が 起こり、反応が良好に進行しない場合を、トモグラフィー画像として得ることがで きた。

これより、今後、本計測システムにより得られる画像をもとに、重合反応を常 に安定な状態で遂行することができるよう、精密に制御するシステムを構築する ための骨格を得ることができた。



図8.1 測定方法概略

分散(σ2)の定義式

98





 (8-1)
A: N=Nmax における a1~aiの平均値[-] a1~ai:各要素における電気抵抗値の変化量[-] n:要素数[-]
N:翼回転数[s⁻¹]
Nmax:液自由表面からの気泡の巻き込みの 起こらない最大の翼回転数[s⁻¹]
σ²:分散[-]





a) **60**分後 σ²=203



c) **180**分後 σ²=210



b) **120**分後 σ²=204



d) **240**分後(反応終了) σ²=203

付表 主な操作条件
分散相分率(φ):0.1
翼回転数(N):8.0 s ⁻¹ (Nmax)
分散剤濃度(C):0.1wt%-水 (ポリビニルアルコール)



付図 得られたポリマー写真の一例

図8.3 各 反応時間における 液滴分散状態の画像の一例(h=1/2H)



b) **120**分後 σ²=201



d) **240**分後(反応終了) σ²=720

付表 主な操作条件
分散相分率(ø): 0.1
翼回転数(N):5.5 s ⁻¹
分散剤濃度(C): 0.05wt%
-イオン交換水
(燐酸カルシウム)



図8.4 各反応時間における 液滴分散状態の画像の一例(h=1/2H)



5

4



c) **180**分後 σ²=763

凝集塊



a) **60**分後 σ²=205



c) **180**分後 σ²=6057



付図2 180分後におけるバッフルに 付着した凝集塊の写真例

図8.5 各反応時間における 液滴分散状態の画像の一例



b) **120**分後 σ²=208



付図1 180分後における 電極リングの写真例

付表 主な操作条件
分散相分率(φ):0.1
翼回転数(N):5.5 s ⁻¹
分散剤濃度(C) : 0.01wt% −イオン交換水
(ポリビニルアルコール)



9章 総括

CT スキャンの技術を応用した電気抵抗方式トモグラフィー計測システムの試作・検討 を行った。第2章、第3章では、計測回路、計測用撹拌槽、および画像構成用ソフトウ ェアの各々について検討を行った。

以下の章では本計測システムを用いて、液相撹拌槽内における異相懸濁状態の計測を 行った。

先ず、第4章では、予備実験として、液相がニュートン流体のときにおける固・液系、 気・液系の計測を行った。また、液相が非ニュートン流体のときにおける気・液系の計測を 行い、得られた画像は、それぞれについて撹拌槽内における流動・分散状態を良好に把 握していることが判った。

第5章では本計測システムを、塑性流体のカバーン形成状態の計測に用いた。可視化 実験や熱的判定法との比較を行い、翼回転数や、流体のレオロジーなどの違いによるカバ ーン形成状態の違いを明瞭に画像として得られることが判った。

第6章、第7章では、本計測システムを懸濁重合反応場における液滴分散状態の計測 に用いた。操作条件を各種変えた場合における重合反応開始直後(コールドモデル)の液滴 分散状態のトモグラフィー画像より、重合反応を安定に遂行していくための定量化した 操作範囲を決定した。

さらに第8章では、重合反応過程全体を通して連続的に液滴分散状態を計測した。反応が最後まで良好に進行する際の液滴分散状態の画像を得ることができた。これに対し、 翼回転数や分散剤濃度などをパラメータとする操作条件によっては、反応過程において、 液滴の集塊化が発生した。この様子の一例を画像として得ることもできた。

これより、今後、本計測システムによる計測から得られる画像をもとに、重合反応を 常に安定な状態で遂行することができるよう、精密に制御するシステムの構築を検討す るための基本構造を形成することができた。

<使用記号>

(2章)

Μ	:	電極の組み合わせ数	[-]
En	:	電極数	[-]
Ν	:	サンプル数	[•]
Ν	:	補間関数	[•]
θ	• . •	位 相 シフト量	[rad]
I_0 , io	•	電 流	[A]
σ	:	導電 率	$[\Omega^{\cdot 1} \cdot \mathbf{m}^{\cdot 1}]$
ν 、 ν	•	要素内の解析による電圧値	[V]
n	:	節点数	[•]
a	:	補 間 関 数 で用 いられる係 数	[-]
b	:	補 間 関 数 で用 いられる係 数	[•]
D	:	各要素の面積	[m ²]
R	:	残差	[•]
V	:	解 析 による境 界 電 圧	[-]
Α	:	係数行列(=Σ[A ^(e)])	[1/Ω]
n _x	:	法 線 ベクトルの x 成 分	[-]
n_y	:	法 線 ベクトルの y 成 分	[•]
С	:	外力ベクトル(= Σ [C ^(e)])	[I]
β	:	規格化した要素面積(各要素/全要素)	[-]
S	:	感 度 行 列	[-]
νmes	:	計 測した境 界 電 圧	[V]
$\mathbf{P}_{\mathbf{r}}$:	初 期 状 態 からの電 気 抵 抗 値 分 布 の変 化 量	[-]
(3 章)			
h	•	計測断面高さ	[m]
I	•	電流	
			[~]]

93

V_{mes} : 計測した境界電圧

(4章)

b v	:	羽根径	[m]
b w	:	羽根高さ	[m]
D	:	槽径	[m]
d	:	翼径	[m]
dc	:	ディスク径	[m]
kc	:	Casson 粘度	$[Pa^{1/2}s^{1/2}]$
н	:	液 深	[m]
h	:	計測断面高さ	[m]
n	:	翼回転数	[s ^{·1}]
t	•	経過時間	[s]
τ	:	せん断応力	[Pa]
τ ο	:	Casson 降伏值	[Pa]
γ	:	せん断 速度	[s ⁻¹]
(5 章	.)		
Bic	:	修 正 ビンガム数	[•]
b w	:	羽根高さ	[m]
С	:	KCl 濃度	[mol/1]
C h	:	カバーン高さ	[m]
$\mathbf{C}\mathbf{w}$:	カバーン幅	[m]
D	:	槽径	[m]
d	:	翼径	[m]
Η	:	液 深	[m]
h	•	計測断面高さ	[m]
N, n	:	翼回転数	[s ^{·1}]
Nn		壬山 十 米	[_]
1 · P	:	動 刀 釵	[-]

Rec	:	修 正 レイノルズ数	[-]
V	:	撹 拌 槽 体 積	[m ³]
V*	:	無 次 元 カバーン液 体 積	[-]
Vc	•	カバーン液 体 積	[m ³]
γ	•	せん断 速度	[s ^{·1}]
κ	:	電 気 伝 導 率	$[\Omega^{\cdot 1} \mathbf{cm}^{\cdot 1}]$
ηс	:	Casson 粘度	[Pa·s]
ρ	:	密度	[kg/m ³]
τ	:	せん断応力	[Pa]
τ c	:	Casson 降伏値	[Pa]

(6章)

b w	:	羽根高さ	[m]
D	:	槽径	[m]
d	:	翼径	[m]
Η	:	液 深	[m]
h		計測断面高さ	[m]
Ν	:	翼回転数	[s ^{·1}]
Т	•	反応温度	[K]
φ	•	分散相分率	[-]

(7章)

$\mathbf{A}^{(1)}$	•	N=Nmax における a1~a。の平 均 値	[-]
a 1 ~	a _e :	各 要 素 における電 気 抵 抗 値 の変 化 量	[-]
b w	•	羽根高さ	[m]
D	:	槽径	[m]
d	:	翼径	[m]
е	:	要素数	[•]
Η	:	液 深	[m]
h	:	計測断面高さ	[m]

Ν	•	翼回転数	[s ^{·1}]
Nma	x :	液 自 由 表 面 からの気 泡 の巻 き込 みの起こらな	211
		最大の翼回転数	[s ⁻¹]
Nmi	n :	はじめて均 一 分 散 が達 成されたときの翼 回 転	数[s ^{.1}]
Т	:	反応温度	[K]
σ^2	:	分散	[-]
$\sigma^2 m$	in:	N=Nmax におけるσ ² の値	[-]
φ	:	分散相分率	[-]

(8章)

A	:	N=Nmax における a1~a _e の平 均 値		[-]
a 1 \sim	a _e :	各要素における電気抵抗値の変化量		[-]
b w	:	羽根高さ		[m]
С	:	分散剤濃度	÷.,	[wt%]
D	:	槽径		[m]
d	:	翼径		[m]
e	:	要素数		[-]
н		液 深		[m]
h	:	計測断面高さ	• .	[m]
Ν	:	翼回転数		[s ^{·1}]
Nma	x :	液自由表面からの気泡の巻き込みの起こら	ない	
		最大の翼回転数		[s ^{·1}]
Nmi	n :	はじめて均一分散が達成されたときの翼回	転数	[s ⁻¹]
Т	:	反応温度		[K]
t	:	反応時間		[min.]
σ^2	:	分散		[-]
$\sigma^2 m$	in:	N=Nmax におけるσ²の値		[-]
φ	:	分散相分率		[-]

(1章)

- 1) F. Dickin, M. Wang ; Electrical Resistance Tomography for Process Applications, Meas. Sci. Technol., 7, 247-260(1996)
- 2) P. J. Holden, M. Wang, R. Mann, et al. ; Imaging Stirred-Vessel Macromixing Using Electrical Resistance Tomography, AIChE Journal, 44, 780-789(1998)
- 3) R.Mann et al.: 1 s t .World Congress on Industrial Process Tomography, 78-83, (1999)
- 4) T.Dyakowski et al.: 1 s t .World Congress on Industrial Process Tomography,113-119,(1999)
- 5) M.Machida et al. : 1 s t World Congress on Industrial Process Tomography, 560-562, (1999)
- 6) M.B.Utomo、内田ら:化学工学会第65年会要旨集,C103,(2000,東京)
- 7) Campus Resistivity Products, Campus Geophysical Instruments Ltd, Vincent Drive, Edgbaston, Birmingham B15 2SQ
- 8) P. Tsourlos, J. E. Szymanski, R. Ogilivy and P. Jackson ; Inversion of earth resistivity data from the multi-electrodes RESCAN system 57th EAEG Meeting, Glasgow, June 1995 submitted (1995)
- 9) B. H. Bown, D. C. Barber, W. Wang, L. Lu, L. H. Leathard, R. H. Smallwood, A. R. Hampshire, R. Mackay and K. Hatzigalanis ; Multi-frequency imaging and modelling of respiratory related electrical impidance changes, Physiol. Meas., A15, 1-12(1994)
- P. M. Record, ; Single-plane multifrequency electrical impedance instrumantation, Physiol. Meas., A15, 29-36(1994)
- 11) R. Mann, F. Dickin, M. Wang, et al. ; Application of electrical resistance tomography to interrogate mixing processes at plant scale, Chem. Eng. Sci., vol.52, 13, 2087-2097(1997)

(2章)

1) F. Dickin, M. Wang ; Electrical Resistance Tomography for Process Applications, Meas. Sci. Technol., 7, 247-260(1996)

2) R. W. M. Smith, I. L. Freeston, B. H. Brown and A. M. Sinton ; Design of a phase-sensitive detector to maximize signal-to-noise ratio in the presence of Gaussian wideband noise, Meas. Sci. Technol., 3, 1054-1062(1992)

3) C. J. Kotre ; EIT image reconstruction using sensitivity weighted filtered backprojection, Phys. Meas., A15, 125-136(1994)

4) R. A. Williams, M. S. Beck : Process Tomography -Principles, Techniques And Applications-, p.301(1995)

5) 小貫 天, 根本 佐久良雄 : パーソナルコンピュータによる 有限要素法入門, オーム社(1986)

(3章)

1) D. J. Nowicki and J. G. Webster ; A one-amp current source for electrical impedance tomography, Proc. Ann. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc., 11, 457-458(1989)

(4 章)

1) P. J. Holden, M. Wang, R. Mann, et al. ; Imaging Stirred-Vessel Macromixing Using Electrical Resistance Tomography, AIChE Journal, 44, 780-789(1998)

2) P. J. Solomon, T. P. Elson, A. W. Nienow; Chem. Eng. Commun., 11, 143-164(1981)

(5章)

1)新井、上ノ山、上和野ら:化学工学論文集,<u>16</u>,946-952,(1990)

2) 上和野、上ノ山、仁志、水島:化学工学論文集,<u>26</u>,669-674,(2000)

3) 上和野、上ノ山、仁志、和田:化学工学会第32回秋季大会要旨集,R109,(1999,金沢)

4) 上和野、上ノ山、仁志、和田:化学工学会第33回秋季大会要旨集,J205,(2000,浜松)

- 5) P. J. Solomon, T. P. Elson, A. W. Nienow; Chem. Eng. Commun., 11, 143-164(1981)
- 6) 電気化学協会:第4版電気化学便覧,P81,丸善,(1985)
- 7) 上和野、上ノ山、仁志、佐々木:化学工学会第64年会要旨集,S116,(1999,名古屋)
- 8) 上和野、上ノ山、仁志、佐々木: 化学工学会第 65 年会要旨集,A304,(2000,東京)

(6章)

- 1) 上和野、上ノ山、仁志、和田:化学工学会第65年会要旨集,A207,(2000,東京)
- 2) 上和野監修,鷲見ら:"撹拌・混合におけるトラブル発生要因と防止対策",245-248, (技術情報協会,1996)
- 3) 宮田ら: 化学工学論文集,25(5),789-795,(1999)

(7章)

- 1) 上和野、上ノ山、仁志、和田: 化学工学会関東大会要旨集,D108,(2000,つくば)
- 2) 上和野監修,鷲見ら:"撹拌・混合におけるトラブル発生要因と防止対策",245-248, (技術情報協会,1996)
- 3) 宮田ら: 化学工学論文集,25(5),789-795,(1999)
- 4) R.Sinnnar et al. : Ind.Eng.Chem.<u>6</u>,479-484,(1961)

(8章)

1) 上和野、上ノ山、仁志、和田:化学工学会第66年会要旨集,G114,(2000,広島)

 Kaminoyama, M., K. Nishi and M. Kamiwano : Tomography Measurements of Suspension and Dispersion States of the Polymerization Field in a Stirred-type Reactor, Proceedings of Nihon Konsouryugakkai Nennkai-Kouennkai 2001, International Session on Tomography, OS-1, B19 (13th -July-2001), Kokura (Japan)

Tomography Measurements of Suspension and Dispersion States of the Polymerization Field in a Stirred-type Reactor

Kaminoyama Meguru, Nishi Kazuhiko, Kamiwno Mitsuo

Yokohama National University

Abstract We measured, in a continuous manner using a tomographic technique, the dispersion state of suspension polymer products in a stirred-type reactor. We found, quantitatively, the relationship between the quality of the reaction state in polymerization and the operating conditions, such as impeller rotational speeds and concentrations of dispersion reagents. We obtained, thereby, information useful for performing suspension polymerization stably in a reactor and, further, for controlling the reaction finely to obtain polymer products of higher quality.

Keywords: Tomography Measurement, Suspension Polymerization, Dispersion State

1. INTRODUCTION

It was important to uniformly disperse the droplets of liquid monomer in the whole region of the stirred vessel [1,2], so that we were able to perform suspension polymerization stably, which is a typical polymerization reaction method. In this study, we applied the Electrical Resistance Tomography Method to the suspension polymerization field. We utilized the difference in electrical resistance between the aqueous phase, i.e., the reaction solvent, and the oil phase, both monomer and polymer[3]. We measured in a continuous manner, the dispersion states of liquid droplets, that is, the reaction states from the initial stage to the middle stage, when the polymer droplets are apt to agglomerate, and through to the last stage in the polymerization. The measurements of electrical resistance were made by electrodes set circumferentially along the inner surface of the vessel. We obtained, thereby, information useful for performing suspension polymerization stably in a reactor.

2. PRINCIPLE OF MEASUREMENT

Figure 1. shows the schematic diagram of the cross section for the measurements in a stirred vessel [4,5]. We set 16 electrodes at equal intervals along a Teflon ring with a diameter nearly equal to the diameter of the vessel (i.e., 100 mm). We were able to freely move the ring along the direction of the liquid depth. We inserted the ring into the stirred vessel, measured the voltage between the electrodes in the horizontal cross section and reconstructed the image of the resistance distribution corresponding to the dispersion state of the liquid droplets. We adopted the adjacent method for the voltage measurement. The horizontal cross section for the tomography measurement was divided into 344 triangular elements. The change in electrical resistance from an initial state was determined for each element. We used the index σ^2 , the variance, shown in Eq.(1) to quantitatively evaluate the dispersion state of liquid droplets in the measurement section from the image reconstructed by the back projection method[4,5]. The smaller the value of σ^2 is, the more uniformly the liquid droplets are dispersed in the vessel

3. EXPERIMENTAL APPARATUS AND METHOD

Figure 2. shows the schematic diagram of the experimental apparatus used for the measurement. We used a glass vessel with a round bottom, with a diameter of 100 mm and a total volume of 1000 ml, fitted with a stainless steel, 6-blade, Rushton-turbine impeller 50 mm in diameter. The reaction measured in this study was a suspension polymerization of

styrene. We began the polymerization reaction under the operating conditions of impeller rotational speed, N, and concentration of the dispersion reagent, C, shown in **Tables1-3** and measured the dispersion state of oil-phase droplets in each condition. We kept the reaction temperature, T, at 353K, and used a 0.01 mol/l KCl aqueous solution as the continuous phase. We used PVA or $Ca_3(PO_4)_2$ as a dispersion and stabilizing agents and benzoyl peroxide as an initiator.

4. EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION

Figure 3. shows example images reconstructed for operating conditions shown in Table1 under which the reaction proceeded satisfactorily to the final stage to completely produce high quality polymer particles. We see that each image indicates a uniform distribution of electrical resistance and that σ^2 kept constant, i.e., 205.

Figure 4. shows example images reconstructed for different operating conditions than the previous case, i.e., a lower rotational speed and a lower concentration of dispersion reagent $Ca_3(PO_4)_2$ shown in **Table2**. Though we were able to produce polymer particles, the particle diameters were rather larger than in the previous case, and the product yields were worse. This was because agglomeration occurred around the rotational impeller shaft in the vicinity of the liquid surface (Refer to the attached phtograph). The images reconstructed indicate a uniform distribution up to 120 min from the beginning of the polymerization reaction. The value of electrical resistance at 180 min, however, was reduced in the direction of the initial reaction stage due to the increase in viscosity.

Figure 5. shows example images reconstructed for operating conditions where the rotational speed is the same as, and the concentration of dispersion reagents lower than the Fig. 4 case shown in Table3. Under these operating conditions, the polymer droplets finally attached as a large lump of agglomeration around the baffles, and we were not able to produce polymer particles. The images reconstructed indicate a satisfactory dispersion state up to 120 min., but the image at 180 min. indicates clearly the presence of the agglomeration in the vicinity of the baffles. The value of σ^2 was very large, i.e., 6057.

Figure 6. shows the dynamic changes of σ^2 for the reaction for each set of operating conditions. We were able to obtain three patterns corresponding to the reaction states, (1) a good reaction (Fig. 3), (2) agglomeration of polymer and no particles (Fig. 5), and (3) the case intermediate between them (Fig. 4).

5. CONCLUSIONS

We applied an electrical resistance tomography measurement system to the styrene suspension polymerization and measured the reaction states in a continuous manner. We were able to judge quantitatively, using the value of σ^2 calculated by Eq. (1), based on the reconstructed image, whether the droplets were well dispersed or not. We were able to obtain three cases of reconstructed tomography images corresponding to the reaction states, (1) a good reaction, (2) agglomeration of polymer and no particles, (3) the case intermediate between them. We obtained, thereby, information useful for performing suspension polymerization stably in a reactor and, further, for controlling the reaction finely to obtain polymer products of higher quality



Fig.1 Schematic diagram of measuring section



Fig.2 Schematic diagram of measuring equipment 1-motor; 2-reflux; 3-thermometer; 4-baffle(2plates); 5-impeller;6-ring with electrode;7-stirred vessel; 8-temperature controlled bath:9-heater



Fig.3 State of droplet dispersion at each time under the Table1 conditions



 ϕ : volumetric fraction of dispersed phase

References

- [1]Kamiwano, M., M.Kaminoyama, K.Nishi, T.Wada: Proc. 65th Annual Meeting of Soc. Chem. Eng. Japan, A207, Hamamatsu, Japan (2000)
- [2]Kamiwano, M., M.Kaminoyama, K.Nishi, T.Wada: Proc. Kanto Meeting of Soc. Chem. Eng. Japan, Tsukuba, Japan(2000)
- [3]Kamiwano, M., M.Kaminoyama, K.Nishi, T.Wada: Proc. 66th Annual Meeting of Soc. Chem. Eng. Japan, G114, Hiroshima, Japan (2001)
- F.Dickin et al.: Meas.Sci. Technol., 7,247-260, (1996)
- [5]C.J.Kotre et al.: Phys.Meas., A15, 1-12, (1994)

0.1mm

: 0.1 : 8.0s⁻¹
添付 研究発表 (2) 口頭発表

- 1)上和野満雄、上ノ山周、仁志和彦:撹拌槽内における高濃度固体懸濁液の流動・伝熱 態、粉体工学会第35回夏期シンポジウム講演論文集、20神奈川(1999年8月6日)
- 2)上和野満雄、上ノ山周、仁志和彦、和田剛史:電気抵抗方式トモグラフィー法を用い 撹拌槽内における塑性流体の流動領域の測定、化学工学会第32回秋季大会講演要旨集、 R109 金沢(1999年9月26日)
- 3)上和野満雄、上ノ山周、仁志和彦、和田剛史: 電気抵抗方式トモグラフィー測定を用いた懸濁重合槽における凝集塊の検出、化学工学会第65年会講演要旨集、A207東京 (2000年3月30日)
- 4)上和野満雄、上ノ山周、仁志和彦、和田剛史:電気抵抗方式トモグラフィー測定システムによる懸濁重合反応場における安定操作範囲の決定、化学工学会つくば大会講演要旨集、A108つくば(2000年7月17日)
- 5)上和野満雄、上ノ山周、仁志和彦、和田剛史: 撹拌槽における種々の塑性流体のカバン形成状態のトモグラフィー計測、化学工学会第 33 回秋季大会講演要旨集、J205 浜松(2000 年 9 月 13 日)
- 6)上和野満雄、上ノ山周、仁志和彦、和田剛史: 撹拌懸濁重合反応場における液滴分散状態の連続的トモグラフィー計測、化学工学会第66年会講演要旨集、G114広島(2001年4月2日)
- 7)上ノ山周、仁志和彦、三角隆太、大森輝繁:電気抵抗方式トモグラフィー計測システム による懸濁重合場における反応・懸濁状況の制御についての検討、化学工学会神奈川 大会講演要旨集、A118 横浜(2001年8月8日)

103



숲



場:生産性国際交流センター 神奈川県三浦郡葉山町湘南国際村 TEL. (0468) 58-2900



FAX. (075)751-2851

「研究報告」

20.

攪拌槽内における高濃度固体懸濁液の流動・伝熱状態

(横浜国立大・エ)上和野満雄・〇上ノ山 周・仁志 和彦

はじめに 報告者らは、電気抵抗方式トモグラフィー計測システムならびにリアルタイム多点計測器 を開発・試作し、これらを用い懸濁重合を想定した異相系分散状態の測定を目指して、液相攪拌槽内 における沈降性固体粒子の懸濁・伝熱状態ならびに非沈降性固体粒子の懸濁・流動形成状態を検討し てきた。

本稿ではそれらの測定事例を基に、粒子ー流体間相互作用についても考察を試みたので以下に報告する。

1. トモグラフィー・システムによる計測

トモグラフィー計測手法とは無接触かつ断面でのスカラー値やベクトル分布を計測する技術を指し、医療工学を中心として発展した。工学分野への応用もここ数年精力的に試みられ、この5月には 工業プロセス・トモグラフィーに関する世界会議¹⁾も開催されるまでになってきている。

同手法には、超音波や光、x線さらには NMR を用いたものまで種々開発されている^{2,3)}が、本稿 では、液相と固相の電気抵抗の著しい相違を利用する電気抵抗方式トモグラフィー計測システムの試 作・開発を行い、攪拌槽における固液系分散状態の測定への適用を検討した。

1.1 沈降性固体粒子の懸濁状態

<u>測定原理</u> 図1には攪拌槽における水平断面を示す。電気抵抗方式トモグラフィー計測では、まず同 図に示す隣り合った電極間に電流を流し、それ以外の隣接する電極間の電位差を測定する。次に電流 を流す電極対を移動させ、同様の電圧測定を全組み合わせについて繰り返す。こうして得られた境界 電圧値から、槽内部の抵抗値分布を有限要素法を用いて解析することにより画像として再構成する。 同再構成の手法には内部抵抗値分布を推定して解析した結果得られる境界電圧値が、今述べた測定値 に収束するまで、同分布を修正して反復計算を行うものと、収斂計算は行わず感度行列を利用して抵 抗値分布を求める Back-Projection 法⁴⁾とがあるが、本研究では後者によった。

図2に同法による画像再構成のためのフローチャートを示す。抵抗値分布は感度行列と境界電圧の 測定値の積から求められる。

<u>測定方法</u> 図3に本研究で用いた攪拌槽の概略を示す。測定用の撹拌槽は、槽径 0.19m のアクリル製 円筒平底槽であり、電極にはステンレスを用い、各測定断面毎に 16 個配置している(形状は表1参 照)。測定断面は4段としており、各断面毎に抵抗値分布を測定することができる。

撹拌翼には翼径 0.1m の4枚傾斜パドル翼を用い、槽底から H/3 の位置に設置した。翼回転数は 1.67s⁻¹とした。液相としては 0.01mol/1 KCl 水溶液(比抵抗 8.33 Ω m)を用いる。また、固体粒子とし て、KCl 水溶液とほとんど密度差がなく、槽内全域に十分に分散する直径 1mm のポリスチレン粒子 (密度 1022 kg/m³、比抵抗 10¹⁴ Ω m)を用いる。粒子濃度は 5 vol.%から 10, 15, 20, 25, 30 vol.%まで 変化させた。

なお同測定を行う前に直径 30mm のテフロン丸棒を対象とした予備実験を行い、これが鮮明に画像 化されることを確認している。

<u>測定結果および考察</u> 図4に、ポリスチレン粒子濃度を変化させたときの抵抗分布の一例を示す。

Kaminoyama Meguru, Tel and Fax ; 045-339-3999, E-Mail; kaminoyama@chemeng.bsk.ynu.ac.jp

全ての濃度図において、上下左右に白い箇所が存在するが、これはバッフルの位置に相当している。

同図から粒子濃度の増加に伴い、槽断面の抵抗値が増加しており、粒子濃度の変化に伴う抵抗値分 布として妥当な画像の得られていることが判る。また抵抗値分布のむらが経時的に変化していること を確認しているが(結果の図示は本稿では省略)、これは流れの影響により生じる局所的な粒子濃度 のむらを捉えているものと判断している。

1.2 非沈降性固体粒子の懸濁・流動領域

本節の測定に関しては、原理方法は前節に準じる。また対象流体は第 2.2 節に述べる炭酸カルシウム懸濁水であり、翼廻りに形成される流動域を電気抵抗方式トモグラフィー手法を用いて計測した。 本結果については会場にて示す。

2. リアルタイム多点温度測定システムによる計測

2.1 攪拌槽壁側局所熱伝達係数に及ぼす濃厚沈降性固体粒子の流動状態の影響

高粘度液へ沈降性固体粒子を濃厚に懸濁させた液における伝熱は、槽内における吐出流と循環流れ、 固体粒子による温度境界層の攪乱、さらには固体粒子を含む懸濁液の熱的物性値⁵⁾およびレオロジー など多くの要因によって左右される。

本節ではその中でも最も重要と思われる流動状態に関連する要因と熱伝達係数との関連性について リアルタイム多点温度計測システム⁶⁾による測定を基に検討し、知見を得たので以下に述べる。

<u>実験装置および方法</u> 図5に実験装置の概略を示す。本測定に使用した攪拌槽は、蓋付円筒平底撹拌 槽であり、アルミニウム製輪切り円筒5個、その円筒間に断熱材を挟み込み、重ね合わせて構成した ものである。各円筒の外周に巻いたシースヒータより攪拌槽を加熱する。攪拌翼は4枚45°傾斜パド ル翼を用い、槽底から高さ25mmの位置に設置した。攪拌槽内にはピッチ30mmの冷却コイルを取り 付けた。報告者らが開発したリアルタイム多点温度計測装置⁶⁾を用いて定常状態における槽壁および バルクの温度を測定し、槽液深方向に沿った槽壁側局所熱伝達係数の計算を行う。

対象の液相としてグリセリン、Carboxy Methyl Cellulose 水溶液 (C.M.C) および Hydroxy Ethyl Cellulose 水溶液 (H.E.C) を、固体相としてガラスビーズ、ジルコニアビーズおよび鋼球を使用する。 固体粒子濃度 ϕ_{ν} は 20vol%まで変化させた。ここで、伝熱量Qは図5の⑨に示したサイリスタで一定量に制御する。

<u>実験結果</u>図6に母液がニュートン流体であるグリセリンーガラスビーズ系の結果を示す。縦軸 H* は攪拌槽高さを無次元化して表示したものであり、横軸は槽壁側局所熱伝達係数 h を示す。吐出流に よる強い流動を受けている攪拌翼付近の H*において h が最も高い値を示し、上部になるに従って流 動も弱くなるため、h は減少している。また固体粒子であるガラスビーズの濃度 Ø vが増加すると h の値は高くなる傾向を示している。特に H*=0.5 で大きな差が生じるのは、後述のように流動による 影響があるためと推察される。

図7には非ニュートン流体である 1.5wt%H.E.C -ガラスビーズ系での結果を示す。攪拌翼付近の H* で h が最も高い値を示し、上部になるに従って h が小さい値を示す傾向は前図のグリセリンの場合 と同様である。固体粒子濃度が与える影響はグリセリンよりも大きく、特に攪拌翼付近において著し い。また、H*=0.5 における固体粒子濃度の影響は、液相がグリセリンの場合では h が増加する傾向 にあるが、1.5wt%H.E.C では逆に h は減少する傾向を示している。

これは付図に示したようにニュートン流体と非ニュートン流体では槽内の流動および槽高さ方向に おける局所粒子濃度が大きく異なるためであると考えられる。特に母液が非ニュートン擬塑性流体の 場合、次節で述べるような、翼廻りのみ流動が良好となるいわゆる cavern 状態^{7,8)}が形成されている ものと推測される。 2.2 幾何学的相似系撹拌槽内における塑性流体の流動域形成状態

塑性流体は降伏応力を有するため、攪拌が不十分であると槽内に静止域を生じる場合がある^{7.8}。 本節では、モデル槽およびこれと幾何学的相似で寸法が2倍の大型化槽である2つの攪拌槽につい て、リアルタイム多点温度計測器を用いた熱的判定法による、流動域体積の計測を行った結果につい て述べる。また流動域体積の所要動力、流体のレオロジー等の因子による定式化についても検討した。 <u>実験装置および方法</u> 図8に実験装置概略および攪拌槽1,2の詳細を示す。攪拌槽は、槽中心に6 枚垂直パドル翼を設置した蓋付円筒平底槽である。また翼径が流動域体積に与える影響を調べるため に、相似条件からわずかに偏倚させた場合(攪拌槽1, 翼径 0.12m)の測定も行う。流動域を加熱する 熱源として、ヒーターを攪拌槽1では翼の下側に、攪拌槽2では翼吐出部に設置した。槽内の任意の 点の温度と、これと比較するため確実に流動していると判断される翼先端近傍の基準点における温度 を熱電対を用いて測定する。

各熱電対における温度の経時変化を測定し、基準点と測定点の温度差 Δ Tをとる。 Δ Tの経時変化 が $\partial (\Delta T)/\partial t \leq 0$ となる場合は、対流熱伝達によって伝熱が行われている流動域、逆に $\partial (\Delta T)/\partial t > 0$ となる場合は、伝熱が熱伝導支配となっている静止域と判断する⁹⁾。測定領域は、6枚垂直 パドル翼では槽内は上下ほぼ対称な流動をしているとみなし、槽断面の 1/4 とした(図8参照)。測 定間隔は攪拌槽1では5 m、攪拌槽2では 10 m間隔で行う。

試料には塑性流体である炭酸カルシウム($D_{50}=3.1 \ \mu \ m$)懸濁水およびカルボキシビニルポリマー水 溶液を用いる。なおレオロジー特性の表示には Casson モデル($\tau^{12} = \tau \circ^{12} + \eta \circ^{12} \cdot \gamma^{12}$)を用いる。 実験結果および考察 図9に攪拌槽2における翼回転速度の増加に伴う流動域の変化の一例を示す。 必ずしも円筒形状ではない形で流動領域の形成されている様子が判る。また翼回転速度に伴い、流動 域が拡大していく様子が観察される。

図 10 には流動域体積 Vc と動力数 Np、修正レイノルズ数 Re $\eta_o(=\rho nd^2/\eta_o)$ 、修正ビンガム数 Bi $\eta_o(=\tau_o/n\eta_o)$ との相関関係を示す。ここで、Vc は測定によって得られた流動域の断面形状の回転体として求めた。図中には、流動域体積 Vc を上記無次元数にて整理した相関式も示している。同図から、流体のレオロジー、翼径等が若干異なる場合についても同式により± 25 %の精度でほぼ相関されていることが判る。

むすびに 報告者らが開発・試作した電気抵抗方式トモグラフィー計測システムならびにリアルタイ ム多点計測器を用いて、液相攪拌槽内における沈降性固体粒子の懸濁・伝熱状態ならびに非沈降性固 体粒子の懸濁・流動形成状態を検討した結果について述べた。今後さらに両計測システムを用いて、 攪拌槽内における固相系分散状態が伝熱ならびに流動に及ぼす影響についての測定事例を蓄積するこ とにより、粒子-流体間相互作用についての考察を深めて行きたい。

謝辞 本研究の一部は、文部省科学研究費補助金(基盤研究(B) 09450290)の支援により遂行されたことを ここに記し謝意を表する。

参考文献 1) Procs. of 1st World Congress on Industrial Process Tomography, Buxton, Derbyshire, U.K. (1999), 2) F. Dickin, M. Wang; Electrical Resistance Tomography for Process Applications, Meas. Sci. Technol., 7, 247-260 (1996), 3) P. J. Holden, M. Wang, R. Mann, et al.; Imaging Stirred-Vessel Macromixing using Electrical Resistance Tomography, AIChE Journal, 44, 780-789 (1998), 4) R. A. Williams, M. S. Beck; "Process Tomography -Principles, Techniques and Applications", p.301, Butterworth-Heinemann (1995), 5)Peter Kurpiers et al.; Ger. Chem. Eng., 8, 48 (1985), 6)上和野、上ノ山ら: 化学工学論文集, 21, 760-765 (1995), 7)新井、上ノ山、上和野ら: 化学工学論文集, 16, 946-952 (1990), 8) Hirata et al.: Trans. IChemE, 74, 438-444 (1996), 9)上和野、上ノ山、仁志、水島: 化学工学会群馬大会要旨集, B210(1997)



図4 ポリスチレン粒子濃度を変化させたときの抵抗分布の一例(h=0.1m)



-- 88 --

電気抵抗方式トモグラフィー法を用いた撹拌槽内における 塑性流体の流動領域の測定

(横国大・工)(正)上和野満雄・(正)上ノ山周*・(正)仁志和彦〇(学)和田剛史

<u>はじめに</u>近年、CT スキャンに代表されるようなトモグラフ イー測定技術が急速に発展してきており、工学分野への応 用も精力的に試みられている^{1,2)}。同測定技術は、非接触に して断面の状態を測定することが可能であるなど様々な利 点をもつ。一方、塑性流体は降伏応力を有するため、撹拌 が不十分であると撹拌槽内に流動および静止領域を生じる 場合がある³⁰。当研究室ではこれまでに、このような塑性流 体の流動領域の測定に熱的判定法⁴⁰などを用いてきた。本 研究では、電気抵抗値の差を利用して槽断面における流動 状態を、画像として表示する電気抵抗方式トモグラフィー測 定システムの試作・検討を行い、塑性流体の流動領域の測 定に適用し、検討を行ったので報告する。

1.測定原理 図1に、撹拌槽における測定断面を示す。槽内 の流れを阻害しないよう槽壁に設置した電極により電流を流 し、境界電圧を測定する。境界電圧の測定には、隣り合った 電極間に電流を流し、①で示すように、それ以外の隣り合っ た電極間の電圧差を測定し、以後②で示すように電流を流 す電極対を移動し、同様の電圧測定を行う隣接法¹¹を用い た。本システムでは、画像再構成アルゴリズムとして、初期 電気抵抗値分布からの変化量を算出する Back-Projection 法®を用いた。図2に画像再構成フローチャートを示す。空 間分解能向上のため、有限要素メッシュ数を344 とした。

2.測定システム 図 3 に、本研究で用いた測定システムの 概略を示し、表1に測定条件を示す。同図 a)に示す測定用 の撹拌槽は槽径 0.2m のアクリル製円筒平底槽である。ス テンレス製の電極を円周方向に16個、等間隔に設置したア クリル製電極リングを槽内壁に固定することにより、任意の 高さにおける測定を行うことができる。また、同図 b)に測定 回路を示す。測定した境界電圧は、分解能向上のため、可 変増幅器にて適度に増幅した後、パソコン内に取り込まれ る。本測定回路における測定境界電圧の分解能は最大 12. 5 μ V であり、1断面の測定時間は最高 6ms である。

3.測定方法 予備実験として、槽内に径が既知のステンレス 丸棒を挿入した測定を行い、明確な画像が得られることを確 認した。(詳細は省略)図 4 に、流動領域測定方法概略を示 す。対象流体として、61.5wt%炭酸カルシウム懸濁水(白色 粉体、D₅₀=3.1 µm、0.01 mol/IKCl添加)を用い、撹拌翼と して翼径 50mm のアクリル製6枚垂直パドル翼を用いた。 流動領域が確実に生じていると判断される翼近傍にトレー サー液として 1.3 mol/IKCl を含んだ炭酸カルシウム懸濁 水を 10ml 注入し、流動領域の電気抵抗値を静止領域に対 し変化させ、測定を行った。

4.実験結果 図 5 に、流動領域測定における画像の一例を 示す。黄緑色、緑色で示した部分を流動領域、青色で示し た部分を静止領域、水色で示した部分を境界とみなした。 同図 a)、b)より、翼回転数の増加に伴い、流動領域が増加 している様子が判る。ここで、結果の図示は省略するが、流 動領域の境界が経時的にゆらいでいることを確認している。 また、同図 c)より翼回転数 5.00 s¹では、ほぼ測定断面全域 が流動領域であることが判る。今後は、流動領域の可視化、 および他の流動領域測定法 ⁴との比較などを通して、本測 定における流動領域の境界判定基準を決定し、得られた画 像の妥当性について検討していきたい。

むすびに 電気抵抗方式トモグラフィー測定システムの試 作・検討を行い、同システムを塑性流体の流動領域の測定 に適用した。得られた画像は流動領域を明瞭にとらえていることが判った。今後は、得られた画像の妥当性について検討を行い、本システムを、固-液系、気-液系など他の系への測定に適用していきたい。

謝辞 本研究は、文部省科学研究費補助金(基盤研究(B) 09450290)の支援により遂行されたことをここに記し謝意を表する。



【使用記号】 D:槽径[m], H:液高さ[m], h:測定断面高さ[m], V:境界電圧[v] 【参考文献】 1)FDickin, ら: Meas. Sci. Technol. <u>7</u>,247-260,(1996) 2)1st. World Congress on Industrical Process Tomography,(1999) 3)新井ら: 化学工 学論文集<u>16</u>,946-952,(1990) 4)水島ら: 化学工学会第 30 回秋季大会要旨集, K320,(1997) 5)C. J. Kotre ら: Phys. Meas. <u>A15</u>,1-12,(1994)

Tel;045-339-3999 Fax;045-339-3999 E-mail;kaminoyama@chemeng.bsk.ynu.ac.jp

電気抵抗方式トモグラフィー測定システムを用いた 懸濁重合槽における凝集塊の検出 (横国大・工)(正)上和野満雄・(正)上ノ山周*・(正)仁志和彦・〇(学)和田剛史

はじめに 懸濁重合反応操作において、重合反応がある程 度進行し、分散相である液滴粘度が上昇した際、反応操作 条件に不備¹³があると、分裂と合一を繰り返していた液滴 が合一支配となる。更に、この合一が急激になると液滴は餅 状となり、撹拌翼や軸、およびバッフル等に付着し、凝集塊 としてそのまま固体化する場合がある(図1の一例参照)。

一方、当研究室では前回、電気抵抗方式トモグラフィー測 定システムの試作・検討、およびその妥当性について報告 した³。同測定システムは、例えば固-液系撹拌槽において、 固相の液相に対する電気抵抗値の差を利用して撹拌槽内 断面における流動・分散状態を測定し、これを画像として表 示するシステムであり、可視化困難な系を非接触にして測 定することが可能であるなどの利点を持つ。本研究では、同 測定システムを、懸濁重合反応を遂行するに際し問題とな る凝集塊の測定に適用し、これを迅速に検出して防止する ための基礎的な知見を得たので報告する。

1.測定原理 図2に、撹拌槽における測定断面を示す。 槽壁 に設置した電極から一定電流を流し、電極間電圧を測定す る。電極間電圧の測定には、隣接法 %を用いた。また、本測 定システムでは、画像再構成アルゴリズムとして、有限要素 メッシュ数を 344 とした Back-Projection 法 %を用いた。図 3に、同法による画像再構成のフローチャートを示す。

2.測定システム 図4に、本研究で用いた測定装置・システムの概略を示す。同図 a)に示す重合用撹拌槽は、槽径 1.0×10³ m³のガラス製円筒丸底槽である。また、液深の 1/2 の高さに翼径 5.0×10^2 m の6枚ディスクタービン翼を設置し、槽壁に高さ、幅とも 1.0×10^2 m のステンレス製電極を円周方向に16個、等間隔に設置した。なお、各電極はリングに取り付けられており、上下に移動可能である。同図 b)に測定回路を示す。本測定回路における測定電極間電圧の分解能は最大 1.25×10^5 V であり、1断面の走査時間は、最も高速な場合で 6.0×10^3 s である。

3.測定条件および方法 表1に、本研究における測定条件 を示す。槽内に適度の電気伝導性を与えるため、連続相に 対し KCIを 1.0×10² mol/1 添加した。なお、この KCI を加 えたことによる重合反応への影響は無視できることを事前に 確認した。図5に、測定状況概略を示す。初期状態を①に 示すような分散相と連続相に分離した状態とし、②、③に一 例として示すような分散状態を測定した。

4.測定結果 図6に、撹拌翼位置を測定断面としたときの分 散状態の画像の一例を示す。同図 a)は、液滴が均一に分 散していると推測される画像の一例であり(図5 ②に相当)、 b)は、撹拌翼周辺に凝集塊が生成していると推測される画 像の一例である(図5 ③に相当)。青色から赤色にいくほど 分散相濃度が高いことを示す。なお、詳細は会場にて示す。 むすびに 電気抵抗方式トモグラフィー測定システムを、懸 濁重合槽における凝集塊の検出に適用し、凝集塊が生成し ている様子を画像として表示できることが判った。今後は、 測定断面を上下に移動してより詳細に測定を行い、凝集塊 の液深方向における生成状況の確認、および防止につい て検討していきたい。 謝辞 本研究は、文部省科学研究費補助金(基盤研究(B) 094502 90)の支援により遂行されたことをここに記し謝意を表する。



図6 撹拌翼位置を測定断面としたときの分散状態の画像の一例 (会場ではカラーにて表示する。) 【使用記号】 I:電瓶A] V:電極間電圧[V]

【参考文献】1)上和野監修、驚見ら:"撹拌・混合におけるトラブル発生要因と 防止対策",245-248,(1996)2) 信田ら:化学工学論文集<u>25(5)</u>,789-795,(1999) 3) 上和野,上/山,仁志ら:化学工学会第 32 回秋季大会要旨集R109,(1999) 4) F.Dickin et al.; Meas.Sci.Technol.,7,247-260,(1996)5) C.J.Kotre et al.: Phys.Meas.,<u>A15</u>,1-12,(1994) 7Ei/045-339-3999 Fax:045-339-3999 E-mail:kaminoyama@chemeng.bsk.ynu.ac.jp

電気抵抗方式トモグラフィー測定システムによる懸濁重合反応場 における安定操作範囲の決定

(横国大・工)(正)上和野満雄・(正)上ノ山周*・(正)仁志和彦・〇(学)和田剛史

はじめに 代表的なポリマー製造法である懸濁重合反応操 作において、重合反応を安定な状態で遂行させるため、モ ノマー液滴やポリマー粒子を撹拌槽内全域に均一分散させ ることは重要であり、そのような分散状態を達成する操作範 囲の決定が望まれている¹。そこで当研究室では、モノマー 液滴やポリマー粒子の水に対する電気抵抗値の差を利用し て、撹拌槽内断面における分散状態を測定し、これを画像と して表示する電気抵抗方式トモグラフィー測定システム 23 を試作した。さらに、本研究では、同測定システムを用いて 懸濁重合反応場における液滴分散の均一、偏り、凝集など の状況を種々の操作条件において測定した 3。次いで、そ の結果に基づき、重合反応を安定に遂行するための定量化し た操作範囲を決定する手法を検討したので以下に報告する。 1.測定原理 図1に、撹拌槽における測定断面概略 4%を示 す。 槽径とほぼ等しい径(100mm)をもつテフロン製のリンク に、測定用の電極(形状は図2参照)を等間隔に16 個設置 した。この電極付きリングを撹拌槽内に挿入し、断面におけ る電極間電圧を測定することで、槽内の分散状態を画像構成する。なお、電極付きリングは、液深方向に移動可能であ る。測定断面は、344 個の三角要素に分割されており、各 要素ごとに初期状態に対する電気抵抗値の変化量が決定さ れ、これが6msごとに画像として表示される(詳細省略)。 2.測定装置および方法 図 2 に、測定装置概略を示す。 撹 拌槽には、 槽径 100mm、 全容積 1000ml のガラス製円筒 丸底槽を用い、撹拌翼には、翼径 50mm のステンレス製 6 枚羽根ディスクタービン翼を用いた。また、対象とする重合 反応は、スチレンの懸濁重合反応である。同図に示す状況 にて、翼回転数(N=2.5~9.0 s⁻¹)、および分散相分率(φ=0.1 ~0.3)を操作条件として重合反応を開始し、各操作条件に おける液滴の分散状態を多断面にて測定した。なお、重合 温度(T)は 80°Cとし、連続相(水)には 0.01 mol/1 KCl を添 加した。また、分散剤にはリン酸カルシウム(0.1wt%-水)、開 始剤には AIBN(0.04 mol/1-スチレン)を用いた。 3.測定結果 図 3a)に N=3.5 s1、 φ=0.1 としたときの反応 開始直後における液滴分散状態のスケッチ、およびこのと きに得られたトモグラフィー画像の一例を示す。同図 i, ii, iii, iii)より、液滴は槽内に均一に分散されていないことが判る。 図 3b)に N=8.0 s¹、 φ=0.1 としたときの一例を示す。こ で N=8.0 s⁻¹は、 φ=0.1 において 液自由表面が水平を保 ち、同表面からの気泡の巻き込みが起こらない最大の翼回 転数であることを確認した(これを Nmax とする)。同図 i, ii, iii)より、液滴は槽内に均一に分散されていることが判る。 4.分散状態の定量的検討
各操作条件において得られたト モグラフィー画像より、液滴の分散状態を定量的に検討する ため、(1)式に示す分散(σ²)を用いた。σ²は、槽内を液 滴が均一に分散しているときほど小さな値を示す。ここで、 N_{max} における $\sigma^2 \epsilon \sigma^2_{min}$ とし、(2)式を満足する最小の N を Nmin とした。図4に、φ=0.1 におけるNとσ²の関係を 示す。同図より、 0=0.1 において Nmin は、4.5 s1 であるこ とが判った。次に、異なるゅについても同様の検討を行った 図5には、このようにして得られた結果を基に決定した安定 操作範囲の一例を示す。同図枠内に示す(3)式は Nminとの の関係式であり、(4)式は Nmaxと ゆの関係式である。また、 斜線範囲は液滴分散の安定操作範囲であることを示す。こ こで、〇印にて示す操作条件にて重合反応を進めていくと、 反応が最後まで安定に遂行できることを確認した。一方、× 印で示す操作条件では、重合反応中に液滴の凝集が発生 し、安定に遂行できないことも確認した。今後は、重合反応 の進行過程における同様の手法を用いた検討を行いたい。 さらに、生成したポリマー粒子の粒径分布を測定しの、所望

する分布を持つポリマー粒子を生成するための安定操作範囲について検討を行いたい。

むすびに当研究室で試作した電気抵抗方式トモグラフィー測定システム²³⁹を、懸濁重合反応場に適用し、重合開始 直後における液滴の分散状態を測定した。得られたトモグラ フィー画像より、安定操作範囲を定量的に検討する手法を 提示することができた。

謝辞 本研究は、文部省科学研究費補助金(基盤研究(B) 0945029 0)の支援により遂行されたことをここに記し謝意を表する。





撹拌槽における種々の塑性流体のカバーン形成状態の

トモグラフィー計測

(横国大・工)(正)上和野満雄・〇(正)上ノ山周*・(正)仁志和彦・(学)和田剛史

はじめに 降伏応力をもつ塑性流体を撹拌するとき、翼廻りの みで流動するカバーン領域を形成する場合がある 1。当研究 室では、これまでに電気伝導法1、熱的判定法3などを用いて 同領域の測定を行ってきた。本報告では、同領域に電解質溶 液を注入し、静止領域との電気伝導度の差異を作ることによ り、撹拌槽内における種々の塑性流体のカバーン形成状態 を、当研究室にて試作した電気抵抗方式トモグラフィー測定シ ステム 34を用いて、3 次元的に計測した。その結果、カバー ンの形成状態を把握できることが判ったのでここに報告する。 1.測定原理 図1に、撹拌槽における測定断面概略を示 す。アクリル製のリングに、測定用の電極を等間隔に 16 個設置した。この電極付きリングは、液深方向に移動可 能である。本リングを撹拌槽内に挿入し、断面における 電極間電圧を測定し、これを境界条件として槽内の流動 状態を有限要素法により画像構成する。測定断面は、344 個の三角要素に分割されており、各要素ごとに初期状態 に対する電気抵抗値の変化量が決定され、これが 6ms ごとに画像として表示される(詳細省略)50。

2.測定装置および方法 図 2 に、本研究で用いた測定装置 概略を示す。撹拌槽には、槽径、液深とも 200mm のアクリ ル製円筒平底槽を用いた。撹拌翼には、翼径 70mm のアク リル製 6 枚垂直パドル翼を用い、液深の 1/2 に設置した。対 象とする塑性流体には、0.4wt%カルボキシビニルボリマー (和光純薬社製、イビスワコー[®]105 :以下 Carbopol と称す) 水溶液(0.01mol/I KCI添加を用いた。Carbopol 水溶液は、 もともと無色透明であり、カバーン領域内を着色剤にて着色 することで外部からの可視化が可能である。図 3 に、本測定 システムによる測定方法概略を示す。確実にカバーン領域 であると判断される翼近傍に、トレーサー液として 0.25mol/I KCI を含んだ Carbopol 水溶液を 20ml 注入し、カバーン領 域の電気抵抗値を静止領域に対し変化させて測定を行った。

3.測定結果 図 4 に、カバーン領域形成状態の可視化写真 の一例を示す。翼中心に対してほぼ左右上下に対称な楕 円状に同領域が形成されていることが判る。図 5、6 に、本 測定システムによる測定結果を示す。ここでは図 4 の結果 から、槽上半分のみを測定対象とした。各高さ位置におい て、ほぼ同心円状に流動の良・不良となる領域の境界が識 別される。これらの結果を基に、図 7 に、カバーン形成状態 を 3 次元的に画像構成したものを示す。図 4 に示した可視 化例と比較して、形状はややいびつで円筒状ではあるが、ほ ぼ正確にカバーン領域の大きさが把握されていることが半路。

なお、本測定システムを用いて、65wt%炭酸カルシウム 懸濁水を対象としたカバーン領域の測定も行い、結果を得 ているが、これについては熱的判定法 ⁹による実測値との 照合を含めて会場にて示す。

今後は、このようにして得られた結果を基こ、カバーン領域の液体積の算出を、他の測定法®との比較を通して行い、その妥当性について検討するとともに石炭粉末懸濁水やバイオセルロース液等、他の塑性流体を対象として、同様の検討を行いたい。

むすびに当研究室にて試作した電気抵抗方式トモグラフィー測定システム³⁴⁾を用いて、塑性流体の流動状態を3次元的に計測し、カバーン領域の形成状態を良好に把握できることを示した。

<u>謝辞</u>本研究は、文部省科学研究費補助金(基礎研究(B) 09450290) の支援により遂行されたことをここに記し謝意を表する。



【使用記号】bw:羽根高さ[mm] Ch:カバーン領域高さ[mm] Cw: カバーン領域径[mm] D 槽径[mm] d:翼径[mm] H:槽高さ[mm] h:測定断面高さ[mm] N:翼回転数[s¹]

【参考文献】1)新井、上/山、上和野ら:化学工学論文集_16,946-952, (1990) 2)上和野、上/山、仁志、水島:化学工学論文集,26, (2000、印刷中) 3)上和野、上/山、仁志、和田:化学工学会第 32 回秋季大会要旨集,R109,(1999) 4)上和野、上/山、仁志、和田:化学 工学会第 65年会要旨集,A207,(2000) 5)F.Dickin et al.:Meas. Sci.Technol.,2,247-260,(1996) 6)上和野、上/山、仁志、佐々木: 化学工学会第 64年会要旨集,S116,(1999)

*Tel:045-339-3999 Fax:045-339-3999 E-Mail; kaminoyama@chemeng.bsk.ynu.ac.jp

連続的トモグラフィー計測 (横国大・工)(正)上和野満雄・〇(正)上ノ山周*・(正)仁志和彦・(学)和田剛史

はじめに 当研究室では、前回までに電気抵抗方式トモグラフィ 一測定システム ¹⁶を用いて、コールドモデルにおける液滴分散 状態を種々の操作条件において測定し、その結果より重合反応 を安定に遂行するための定量化した操作範囲を決定した³。

今回はさらに、実際の懸濁重合反応場において、液滴の集 塊化が起こりやすくなる反応中期から後期を含んだ連続的 な液滴分散状態の測定を行い、安全に重合反応を遂行するた めの知見を得たので報告する。

1.測定原理 図1に、撹拌槽における測定断面概略³⁴を示 す。槽径とほぼ等しい径(100mm)をもつテフロン製のリング (液深方向に移動可能)に、測定用の電極を等間隔に16 個設 置した。この電極付きリングを撹拌槽内に挿入し、断面にお ける電極間電圧を測定することで、槽内の液滴分散状態を画 像構成する。測定断面は、344 個の三角要素に分割されて おり、各要素ごとに初期状態に対する電気抵抗値の変化量 が決定される(詳細省略)。

このようにして得られた画像より、液商の分散状態を定量的に 評価するため、(1)式に示す分散(σ)を用いた。この値が小さ な値を示すほど液滴が槽内を均一に分散していることを示す。 2.測定装置および方法 図 2 に、測定装置概略を示す。 撹 拌槽には、槽径 100mm、全容積 1000ml のガラス製円筒 丸底槽を用い、撹拌翼には、翼径 50mm のステンレス製 6 枚羽根ディスクタービン翼を用いた。また、対象とする重合 反応は、スチレンの懸濁重合反応である。同図に示す状況に て、翼回転数(N)、および分散相分率(φ)などを操作条件として 重合反応を開始し、各操作条件における液滴の分散状態を測 定した。なお、重合温度(T)は 80℃とし、連続相(水)には 0.01 mol/1 KCl を添加した。また、分散剤には PVA(0.1wt%-水)、 開始剤には過酸化ベンゾイル(0.04 mold-スチレン)を用いた。 3.測定結果 図 3 に、分散相分率と濃度階調の関係を示 す。濃度階調の値(255~0)が小さくなるほど槽内の電気抵 抗値が大きく、スチレンの懸濁濃度が高いことを示す。

図4に、コールドモデルにおける液滴分散状態の画像の 一例を示す(会場ではカラーにて表示)。同図は、高さを変 えた各測定断面(I~III)にて得られたものを同一の円の中 で示した。各測定断面にて得られた画像はほぼ一様な濃度 階調の値(170)を示しており、液滴が槽内を均一に分散して いることが判る。このとき、槽全体では、σ²=209であった。

次に、液滴分散状態を反応過程全体を通して測定した。図5 に、各反応時間(t)における液滴分散状態の画像の一例を示 す。同図は各反応時間(t₁~t₂)にて得られたものを同一の円 の中で示した。操作条件は図4に示したものと同様であり、 測定断面は槽中央断面である。このとき、o²は小さな値を示 したまま反応が進行し、これより反応過程全体を通して液滴 が槽内を均一分散していることが判る。また、240 min.後に はポリマー粒子が生成したことも確認した(付図の写真例参 照)。

図 6 に、反応過程において撹拌翼に液滴が付着し、集塊 化したことを想定したモデル画像の一例を示す。同図は、 それぞれ大きさの異なる凝集塊を用いて行ったものである が、小さな凝集塊が存在する場合(同図 b))においても、σ²は 均一分散が遠或されていたとき(図 5)の値よりも 20 倍近く大き な値となった。これより、σ²を用いて液滴分散状態の良否を 判別することができ、実際の重合反応場にも適用する見通し を得た。なお、詳細は会場にて示す。今後は、操作条件をさら









図6液滴の集塊化を想定したモデル画像の一例(φ=0.1)

【使用記号】A:N=Nmax における a,~a, の平均値[] a,~a,:各要素における 電気抵抗値の変化量[-] H:液環(mm] N:翼回車数[s⁻¹] Nmax:液目由表面か らの気泡の巻き込みの起こらない最大の翼回車数[s⁻¹] n要素数[-] T:重合温 度[C]:反応時間[min] V:電鐘間電圧[V] σ²:分散] φ:分散相分率[] 【参考文献】1) 上和野,上ノ山,仁志,和田:化学工学会第 65 年会要旨 集A207,2200) 2) 上和野,上ノ山,仁志,和田:化学工学会関東大会要旨 集D108,2200) 3) FDidin et al: Meas.SciTechnol.7,247-260,(1996) 4) C.J.Kotre et al: Phys.Meas.<u>A15</u>,1-12,(1994)

"Tel;045-339-3999 Fax;045-339-3999 E-mail;kaminoyama@chemeng.bsk.ynu.ac.jp

電気抵抗方式トモグラフィー計測システムによる懸濁重合場における

反応・懸濁状況の制御についての検討

(横国大院工)(正)上ノ山周*・(正)仁志和彦・(正)三角隆太・〇(学)大森輝繁

はじめに これまでに電気抵抗方式トモグラフィー計測 システム ゆを懸濁重合場に適用し、液滴の分散状態を連続 的に計測し、良好に重合反応を遂行するための知見を得た 2.3。 本研究では、重合途中に操作条件を変化させたと きの液滴の分散状態を連続的に計測した。これにより、 重合を安定にかつ良好に進行させるための制御について の検討を行ったので報告する。

1.計測原理 図1に、撹拌槽における計測断面概略^{4,5)} を示す。槽径とほぼ等しい径(100mm)をもつ、液深方 向に移動可能なテフロン製のリングに、計測用の電極を 等間隔に16個設置した。この電極付きリングを撹拌槽 内に挿入し、水平断面における電極間電圧を計測するこ とで、槽内の液滴分散状態を画像構成する。計測断面は、 344個の三角要素に分割されており、各要素ごとに初期 状態に対する電気抵抗値の変化量が決定される⁵⁰(詳細 省略)。 このようにして得られた画像より、液滴の分散 状態を定量的に評価するため、(1)式に示す分散σ²を用い た。この値が小さな値を示すほど液滴が槽内を均一に分散 していることを示す(付表参照)。

2.実験装置および方法 図2に、実験装置概略を示す。 撹拌槽には、槽径100mm、全容積1000mlのガラス 製円筒丸底槽を用い、撹拌翼には、翼径50mmのステ ンレス製6枚ディスクタービン翼を用いた。対象とす る重合反応は、スチレンの懸濁重合反応である。開始剤 にはAIBN、分散剤にはポリビニルアルコールを用い、重 合温度は80℃で行った。連続相(水)には電気伝導性を持た せるため、0.01mol/I KClを添加した(表1参照)。実験は、 重合開始時(t=0)に分散剤0.1wt%を一括投入する場合と、 重合開始時(t=0)と重合途中に0.05wt%ずつ分割投入する 場合を行い、それぞれトモグラフィー計測を行った。 なお、重合途中の分散剤投入時刻は、トモグラフィー 計測結果をもとに行った。

3.実験結果 図3には、t=0に分散剤を一括投入した 場合のトモグラフィー画像の一例を示した。これより 重合反応全体を通して、良好な反応・懸濁状況であった と考えられる。図4には、t=0,120にそれぞれ分散剤 を分割投入した場合のトモグラフィー画像の一例を示 した。同図 b)より、t=120 において、凝集が起こる兆 候を捉えたため、同時刻で分散剤を投入した。その結 果、良好な反応・懸濁状況に制御され、これ以降、重合 を良好に行うことができた。図5には、計測結果をも とに、(1)式より求めたσ2の経時変化を示した。これ より、分散剤を一括投入した場合(図3参照)、σ2はお よそ 1000 で一定値を示した。一方、分散剤を分割投 入した場合(図4参照)、σ2はt=120まで高い値を示し たが、同時刻に分散剤の投入後は、σ2が分散剤を一 括投入した場合の値に近づいた。今後は、以上の知見 をもとに、懸濁重合場でのより精緻な検討を行いたい。 むすびに 電気抵抗方式トモグラフィー計測システ ムを用いて、懸濁重合場における液滴の分散状態を、 操作条件を変化させ連続的に計測した。これより、同 システムを用いて反応・懸濁状況の制御を行うことが できた。



【使用記号】A: ai~anの平均値[·] ai~an:各要素における電気抵抗 値の変化量[·] n:要素数[·] t:反応時間[min.] V:電極間電圧[V] σ²: 分散[·] 【参考文献】1) 上和野,上ノ山,仁志和田:化学工学会第65年 会要旨集,A207(2000) 2)上和野,上ノ山,仁志,和田:化学工学会第66 年会要旨集,G114,(2001) 3) 上ノ山,仁志,上和野:日本混相流学会年会 講演会 2001 要旨集,B19(2001) 4)F.Dickin et al.: Meas.Sci.Technol.,7,247-260,(1996) 5) C.J.Kotre et al.: Phys.Meas.,<u>A15</u>,1-12,(1994)

*Tel:045-339-3999 FAX:045-339-3999 E-mail:kaminoyama@chemeng.bsk.ynu.ac.jp

添付 研究発表 (3) 出版物

- 上ノ山周: 撹拌槽内における流動・分散状態の可視化技術-数値シミュレーション手法とトモグラフィー計測法-、化学工学会関東支部 2000 年度鹿島コンビナート講習会「化学装置内の可視化技術, pp.1-10 (2000 年 11 月 22 日)
- 2)上和野満雄、上ノ山周、仁志和彦、和田剛史: 撹拌槽における種々の塑性流体のカバーン形成状態のトモグラフィー計測、化学工学会「熱物質流体工学」特別研究会編、化学工学会シンポジウムシリーズ 75, pp.162-169 (2001 年 2 月 28 日)

2000年度 鹿島コンビナート講習会 「化学装置内の可視化技術」

【開催日 2000年11月22日(水)】 【開催場所 三菱化学㈱鹿島事業所】

主催:(社)化学工学会関東支部

プログラム

1 開会の辞(13:00~13:05)

三菱化学、桃鹿島事業所 満岡 三信 氏

2
撹拌槽内における流動・分散状態の可視化技術-数値シミュレーション手法とトモ
グラフィー計測法-(13:05~13:55)

横浜国立大学工学部 上ノ山 周 氏 (1)

3 ポリマー反応器のモデリング/シミュレーション(13:55~14:45) 三菱重工業㈱広島研究所 桑田 知江 氏(11)

4 ニューラルネットワーク(NN)技術を利用した重合器内のポリマー物性の推定 (14:45~15:35)

三井化学㈱生産·技術部 松尾 徹 氏(17)

5 近赤外分光法による溶融ポリマーのオンライン分析(15:50~16:40) 横河電機㈱環境機器事業部技術部 渡 正博 氏(22)

6 加熱炉管の余寿命予測(16:40~17:30) 日揮㈱技術・ビジネス開発本部 細谷 敬三 氏(25)

7 閉会の辞(17:30~17:35)

東洋エンジニアリング(株) 牧野 功氏

SEET

禦 化学工学会 関東支部

〒112-0006 東京都文京区小日向4丁目6番19号(共立会館) 電話 03-3943-3527 http://www.kanto.scej.or.jp/ 撹拌槽内における流動・分散状態の可視化技術

- 数値シミュレーション手法とトモグラフィー計測法-

横浜国立大学工学部 上ノ山 周

はじめに 本稿では、化学装置の中でも中枢的な役割を担っている撹拌槽を取り上げ、可視化 手法の1つとして同槽内における流動現象を数値解析する手法について解説する。併せて可視 化手法のもう1つの手法として、最近とみに注目されるようになってきた、装置の断面計測法 を取り扱うトモグラフィー計測法について解説する。

前者の流動解析では、重合反応槽を指向するものとして高粘性非ニュートン流体の内、特に 擬塑性流体の場合を取り上げる。後者のトモグラフィー計測では、液相槽内における沈降性な らびに非沈降性固体粒子の分散・流動状態への適用例について述べる。

1. 撹拌槽内における高粘度擬塑性流体の流動シミュレーション。

=

1.1 数値解析手順 撹拌槽内における流動シミュレーション¹⁾を行う際に解くべき基礎方程式 は、一般の化学装置と同様、(1)式に示す連続の式と(2)式に示す運動の式である。

$$(\nabla \cdot \mathbf{v}') = 0 \tag{1}$$

$$\frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial t} + (\mathbf{v}' \cdot \nabla) \mathbf{v}' + 2(\omega \times \mathbf{v}') + \omega \times (\omega \times \mathbf{r})$$

$$-\frac{1}{\rho} \nabla \mathbf{p} - \frac{1}{\rho} [\nabla \cdot \mathbf{r}] + \mathbf{g} \tag{2}$$

(1)式は流れ場における質量保存則であり、流体の密度、 ρを一定とする非圧縮性の仮定をおいている。(2)式は運動量保存則をベクトル表示したものであり、左辺第1項、第2項はそれぞれ時間変化項、対流項を、右辺第1項、第2項、第3項は順に圧力項、粘性応力項、重力項を表す。(1)式の非圧縮性の仮定は温度が一様で、高粘性の流れ場においては、ほぼ妥当である。しかし、槽内に温度分布がある場合には、温度による密度変化を無視し得なくなることから、この仮定は不具合となり、(2)式においてある補正を施す必要が生じるが、これについては省略する。(1)、(2)式は、撹拌槽の装置構造を考慮して、翼に固定された回転円筒座標系を用いて表示されている。上式において速度ベクトル、vに'をつけていることが、同座標系での速度ベクトルであることを意味している。(2)式において、

力と付加遠心力を表しており、回転座標系を用いる際に現れる。(2)式右辺第2項中の剪断応 カテンソル、τは、速度の空間的な勾配を表す剪断速度テンソル、Δと(3)式の関係にある。

$$\tau = -\eta \Delta \tag{3}$$

(3)式中の見かけ粘度、ηはニュートン流体では、剪断速度の大きさに依らず一定となり、通 常ηではなくµで表示されるのに対して、非ニュートン流体では、ηは剪断速度の関数となる。 非ニュートン流体の中でも高分子水溶液の多くに見られる擬塑性流体のレオロジー特性は、剪 断速度の増大とともに剪断応力の増大の割合が減少し、(3)式中の見かけ粘度、ηが低下する ことにある。この特性を表現するための粘度構成方程式は種々提示されている²⁰が、著者らは (4)式で示される3定数のべき指数法則モデル³⁰を用いている。

$$\eta = a / (1 + b \dot{\gamma}^{c}) \tag{4}$$

(4)式中、分子のパラメータ、a は零剪断粘度に相当する。同式においては $\dot{\gamma}$ = (1/2(Δ : Δ)) ^{1/2}であり、これは各メッシュ内での代表剪断速度を表す。ここで(Δ : Δ)は、変形速 度テンソルの第2不変量と呼ばれ、円筒座標系では具体的には(5)式で計算される。

$$1/2 \ (\Delta : \Delta) = 2\left\{ \left(\frac{\partial \mathbf{v}_{r}}{\partial \mathbf{r}} \right)^{2} + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{v}_{\theta}}{\partial \theta} + \frac{\mathbf{v}_{r}}{r} \right)^{2} + \left(\frac{\partial \mathbf{v}_{z}}{\partial z} \right)^{2} \right\} \\ + \left\{ \mathbf{r}' \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'} \left(\frac{\mathbf{v}_{\theta}}{\mathbf{r}'} \right) + \frac{1}{\mathbf{r}'} \frac{\partial \mathbf{v}_{r}}{\partial \theta} \right\}^{2} + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{v}_{z}}{\partial \theta} + \frac{\partial \mathbf{v}_{\theta}}{\partial z} \right)^{2} \\ + \left(\frac{\partial \mathbf{v}_{r}}{\partial z} + \frac{\partial \mathbf{v}_{z}}{\partial r} \right)^{2}$$
(5)

即ち[•]>は本来テンソル量として表現される剪断速度をスカラー量にて代表するものと考えれば 良い。(5)式はここでは回転座標系にて表示したが、通常の静止座標系を用いて計算しても同 じ値となり、(Δ:Δ)が不変量と呼ばれる所以である。

図1に示すように、流動解析は撹拌槽内における円周方向の周期的対称性を考慮し、隣合う 翼の間隙のみを解析対象に設定すればよい。計算に当たっては、先ず上述の解析領域を幾つか のメッシュに分割する。このとき撹拌翼の面が、分割されたメッシュの面で表現されるようエ 夫する必要がある。重合反応槽に多用される、らせん帯翼のように緩やかな曲線形状のものに ついては、ある程度メッシュを多く刻めば、この座標系を用いても表現可能であり、許容でき る精度の計算結果が期待できる⁴⁾。しかしながら、メッシュ数を増大させるほど、計算時間は 長大となり、また分割幅が小さくなるほど後述の収斂計算は不安定なものとなるため、個々の 問題に応じた適切なメッシュの刻み方が肝要となる。速度境界条件としては、液自由表面にお いてのみ、この面に対する法線方向の速度の空間勾配を零とする、いわゆるすべり有り壁の条 件を設定する。撹拌軸、槽底、槽壁には、流体が高粘性であることを踏まえ、これらの面にお ける流速は零とする、すべり無し壁の条件を設定する。また翼を内包する2つの鉛直断面では 圧力ならびに速度分布がともに両断面において等しいとおく、周期的境界条件を設定する。初 期条件は速度場零、即ち槽内の流体が静止の状態から、時刻零で翼にω(=2πn)の回転速度 を与え、非定常的に計算を立ち上げる。

図2に計算のフローチャートを示す。解析領域を分割した各メッシュについて運動の式(2) を差分法等により離散化し、各タイムステップ内で連続の式、(1)式を満たすように圧力速度 の補正計算を行う。即ち連続の式は(2)式を求解する際の拘束条件となる。以上に述べたメッ シュ分割から、圧力速度の収斂計算に至るまでの、流れ解析のための計算スキームは種々提案 されている⁵⁻⁹⁾。各タイムステップ内での圧力速度の計算が全メッシュについて収斂したのち、 回転座標系(r', θ', z')での速度ベクトルを(6)式に従って静止座標系(r, θ, z) での速度 ベクトルに変換する。

 $\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \tag{6}$

ここで r は半径方向における各メッシュの位置ベクトルを表す。圧力速度緩和計算の収斂判定 については、徒らに厳しくする必要はないが、逆に甘過ぎると定常状態に至るまでの計算過程 で収斂不安定を引き起こす原因となる。著者らは(1)式が5×10⁻³s⁻¹で満たされることを目安 としている。こうして次のタイムステップに移り、以下同様の計算を流速場が定常と見なせる ようになるまで繰り返す。ただし本稿では非ニュートン流体を取り扱っているので、各タイム ステップの冒頭、圧力速度の収斂計算に入る前に、前回値の速度分布から、各メッシュにおけ る見かけ粘度を(4)、(5)式を用いて算出しておく必要がある。

1.2 数値解析条件 擬塑性流体には1.0wt%ヒドロキシエチルセルロース(H.B. C.)水溶液を想定し、その粘度構成方程式には上述の(4)式を用いた。同式 中のパラメータの各値はコーンアンドプレート型レオゴニオメータによる 実測により求めた値¹⁰⁾、a=4.234Pa・s、b=0.4473s^c、c=0.6514 を用いる。

図3にはこのようにして求めた同流体のレオロジー特性曲線を示す。 稽は0.2mとし、翼には図1に示すように、小型翼の代表としてパドルを、 大型翼の代表としてアンカーの各翼を用いる。解析領域当たりのメッシュ 数は、パドル翼では20×6×40の計4800メッシュ、アンカー翼では20×9× 40の計7200メッシュとした。また翼回転速度は、Metzner-Ottoの手法^{11,12)}を 用いて計算される撹拌レイノルズ数、Red が60となるように設定する。そ の際、各翼に対する比例定数Bの値¹²⁾は、パドル翼では13、アンカー翼では 25とした。

1.3 数値解析結果とその考察 図4、5に各種翼付き槽における数値解析 結果の例として、槽鉛直断面における(a)流速度ベクトル、(b)剪断速度、 (c)見かけ粘度、(d)消費動力の各分布を示す。パドル翼槽では翼からの吐 出流が槽壁に衝突後、槽上下に2つの循環流となって槽内部に回帰してい る様子が判る(a)。アンカー翼付き槽では槽中上部ではほとんど上下方向の 流れはなく、槽底部の翼による掻き上げ流が認められる(a)。またどちらの 翼槽においても剪断速度は翼廻り近傍で極大となる(b)のに対して、見かけ 粘度は流体の擬塑性的な性状から、これとは逆に同領域で極小となる(c)。 さらに槽内の局所的な所要動力は、翼廻りにおいて大となることから、同 変数量は粘性ではなく剪断速度支配であることが判る(d)。

2. 撹拌槽内における固液系分散状態のトモグラフィー計測法

トモグラフィー計測手法とは無接触かつ断面でのスカラー値やベクトル分布を計測する技術 を指し、医療工学を中心として発展した。工学分野への応用もここ数年精力的に試みられ、昨 年5月には工業プロセス・トモグラフィーに関する世界会議¹³⁰も開催されるまでになってきて いる。同手法には、超音波や光、X線さらにはNMRを用いたものまで種々開発されている^{14,150}が、 本稿では、液相と固相の電気抵抗が著しい相違を示すことを利用する電気抵抗方式トモグラフ ィー計測システムの試作・開発を行い、同システムを撹拌槽における固液系分散状態の測定へ の適用することを検討した。

2.1 沈降性固体粒子の懸濁状態

2.1.1 測定原理 図6には撹拌槽における水平断面を示す。槽内壁に沿って16個の電極が装着 されている。電気抵抗方式トモグラフィー計測では、まず16個の内、1組の隣り合った電極間 に電流を流し、それ以外の隣接する電極間の電位差を順次測定する。次に電流を流す電極対を 移動させ、同様の電圧測定を全ての組み合わせについて繰り返す。こうして得られた境界電圧 値から、槽内部の抵抗値分布を有限要素法を用いて解析することにより画像として再構成する。 同再構成の手法には内部抵抗値分布を推定して解析した結果得られる境界電圧値が、今述べた 測定値に収束するまで、同分布を修正して反復計算を行うものと、収斂計算は行わず感度行列

> - 4 -121

を利用して抵抗値分布を求めるBack-Projection法¹⁰とがあるが、本研究では後者によった。

図7に同法による画像再構成のためのフローチャートを示す。抵抗値分布は感度行列と境界 電圧の測定値の積から求められる。

2.1.2 測定方法 図8に本研究で用いた撹拌槽の概略を示す。測定用の撹拌槽は、槽径0.19mの アクリル製円筒平底槽であり、電極にはステンレスを用い、各測定断面毎に16個配置している (形状については表1参照)。測定断面は4段としており、各断面毎に抵抗値分布を測定する ことができる。

撹拌翼には翼径0.1mの4枚傾斜パドル翼を用い、槽底からH/3の位置に設置した。翼回転数は 1.67s⁻¹とした。液相としては0.01mol/l KCl水溶液(比抵抗8.33Ωm)を用いる。また、固体粒子 として、KCl水溶液とほとんど密度差がなく、槽内全域に十分に分散する直径1mmのポリスチレ ン粒子(密度1022 kg/m³、比抵抗10¹⁴Ωm)を用いる。粒子濃度は5 vol.%から10, 15, 20, 25, 30 vol.%まで変化させた。

なお同測定を行う前に直径30mmのテフロン丸棒を対象とした予備実験を本測定システムを用いて行い、丸棒が鮮明に画像化されることを確認している。

2.1.3 測定結果および考察 図9に、ポリスチレン粒子濃度を変化させたときの抵抗分布の一 例を示す。全ての濃度図において、上下左右に白い箇所が存在するが、これはバッフルの位置 に相当している。同図から粒子濃度の増加に伴い、槽断面の抵抗値が増加しており、粒子濃度 の変化に伴う抵抗値分布として妥当な画像の得られていることが判る。また抵抗値分布のむら が経時的に変化していることを確認しているが(結果の図示は本稿では省略)、これは流れの 影響により生じる局所的な粒子濃度のむらを捉えているものと判断される。

2.2 非沈降性固体粒子の懸濁・流動領域

本節の測定原理・方法は前節に準じる。対象流体は2種の濃度の炭酸カルシウム懸濁水であ り、これらは零剪断速度で降伏応力をもつ塑性流体となる。ここではパドル翼廻りに形成され るカバーンと呼ばれる流動域の大きさの計測を試みる。カバーン内に予め0.25mol/l KCl水溶液 を注入し、カバーンの外側の静止領域と電気伝導度の差を作りことにより、流動・静止の境界 を電気抵抗方式トモグラフィー手法を用いて計測する。

図10に測定結果の一例を示す。翼廻りのカバーンの形成状況が明確に捉えられている。同結果は熱的判定法^mによって測定したカバーン領域の占める容積と比較してほぼ良好に一致している。

さらに光透過性の塑性流体であるカルボキシビニルポリマー水溶液におけるトモグラフィー測 定ならびに食紅を用いた可視化実験結果との照合¹⁸⁾によっても、同手法の信頼性を確認している。 図11には前図に得られた結果を立体的に構成した画像を示す。回転数の増大とともにカバーンの成長する様子とともに、炭酸カルシウムの濃度が高くなるほど、カバーン領域は小さなものとなる様子が判る。

むすびに 撹拌槽内におけるの諸現象の数値解析手法の内、高粘度擬塑性 流体の流動状態を数値解析する手法とその適用例ついて述べた。また筆者ら が開発・試作した電気抵抗方式トモグラフィー計測システムを用いて、液相撹拌槽内における 沈降性固体粒子の分散・懸濁状態ならびに非沈降性固体粒子の懸濁・流動形成状態を検討した 結果について述べた。

今後これらの手法をさらに精緻なものとし発展させるとことにより、懸 濁重合反応槽の安定化操作や同装置の大型化の検討に資する研究・検討を 遂行していきたい。

謝辞 本稿のトモグラフィー計測手法については、文部省科学研究費補助金(基盤研究(B) 09450290)の支援により遂行されたことをここに記し謝意を表する。

参考文献

- 1)上ノ山周、斎藤文良、上和野満雄:化学工学論文集、14,786(1988)
- 2)平井英二:化学技術者のためのレオロジー、化学技術社、p.31(1978)
- 3) Williams, M.L., R.F. Landel and J.D. Ferry: J. Amer. Chem. Soc., 77, 3701(1955)
- 4)Kaminoyama, M. and M.Kamiwano: Proc. of 8th European Conference on Mixing, p.541 (1994)
- 5)村田健郎、小国力、三好俊郎、小柳義夫:工学における数値シミュレーションースーパー コンピュータの応用ー、丸善、p.179(1988)
- 6)S.V.パタンカー著、水谷幸夫、香月正司訳:コンピュータによる熱移動と流れの数値解析、 森北出版(1983)
- 7)欄橋隆彦: GSMAC-FEN 数値流体力学の基礎とその応用、アイピーシー(1991)
- 8)高橋亮一:コンピュータによる流体力学<演習>、構造計画研究所、p.214(1985)
- 9)Hirt,C.W.,B.D.Nichols,N.C.Romero:LA-5852(1975)
- 10)Kaminoyama, M., M. Watanabe, K. Nishi and M. Kamiwano: J. Chem. Eng. Japan, 32, 23(1999)
- 11) Metzner, A.B. and R.E.Otto: AIChE J., 3,3(1957)
- 12) Metzner, A.B., R.H.Feehs, H.L.Ramos, R.E.Otto and J.D.Tuthill: AIChE J., 7,3(1961)
- 13)Procs. of 1st World Congress on Industrial Process Tomography, Buxton, Derbyshire, U.K. (1999)
- 14)F. Dickin, M. Wang; Electrical Resistance Tomography for Process Applications, Meas. Sci. Technol., 7, 247-260 (1996)
- 15)P.J.Holden, M.Wang, R. Mann, et al.; Imaging Stirred-Vessel Macromixing using Electrical Resistance Tomography, AIChE Journal, 44, 780-789 (1998)
- 16)R. A. Williams, M. S. Beck; "Process Tomography -Principles, Techniques and Applications", p.301, Butterworth-Heinemann (1995)
- 17)上和野満雄、上ノ山周、仁志和彦、水島彩子:化学工学論文集、26,669-674(2000)
- 18)上和野満雄、上ノ山周、仁志和彦、和田剛史:化学工学会第33回秋季大会研究発表講演要旨 集,J205(2000)



図1 撹拌槽の解析領域概略

図2 撹拌槽内における流動シミュレーション のフローチャート





- 7 -







- 9 -126



(シム恋両水における流動(刀) (斜度60°にて表示)



図11 炭酸カルシウム懸濁水における3次元画像構成図

撹拌槽における種々の塑性流体のカバーン形成状態の

トモグラフィー計測

横浜国立大学 工学部 物質工学科上和野満雄 上ノ山周 仁志和彦 和田剛史

塑性流体は、降伏応力を有するため、撹拌が不十分であると翼廻りのみで流動す るカバーン領域を形成する場合が少なくない。本研究では、種々の塑性流体におい て、このようなカバーンの形成状態を把握するため、著者らが試作した電気抵抗方 式トモグラフィー測定システムを用いた。本測定システムは、流体の持つ電気伝導度 の差を利用することで撹拌槽内断面における流動状態を画像として表示することがで きる。はじめに、外部からの可視化が可能な塑性流体であるカルボキシビニルポリマ ー(Carbopol)水溶液を用い、可視化測定による結果と本測定システムにて得られた結果 を比較し、検討を行った。次に、可視化が不能な塑性流体である炭酸カルシウム懸濁水 を用いて同様の測定を行った。さらにその結果を、既に著者らが検討し、報告してい る熟的判定法によるカパーン測定結果と比較し良好な結果を得た。

1.はじめに

炭酸カルシウム懸濁水などに代表される塑性流体は、降伏応力を有するため、撹拌が不十分で あると、翼廻りのみで流動するカバーンと呼ばれる領域を形成する場合が少なくない[1]。当研 究室では、これまでに電気伝導度法[1]、熱的判定法[2]などを用いて同領域の測定を行ってきた。

一方、化学装置内の諸現象を、非接触にしてかつ断面的に計測するトモグラフィー計測手 法が近年、種々報告されるようになってきた[3~6]が、当研究室では、これまでに電気伝導 度の差異を利用することで、撹拌槽内断面における流動状態を画像として表示する電気抵抗 方式トモグラフィー測定システムを開発・試作してきた[7,8]。

本報告では、同領域に電解質溶液を注入し、カバーン領域と静止領域との電気伝導度の差 異を作ることにより、撹拌槽内における種々の塑性流体のカバーン形成状態を、同測定シス テムを用いて3次元的に計測することを試み、その結果の妥当性についても検証したので以 下に報告する。

2.测定原理

図1に、撹拌槽における測定断面を示す。槽内の流動を阻害 しないように、槽壁円周方向に設置した16個の電極により測定 を行う。測定には隣接法[9]を用いた。同法は、まず一対の隣り 合った電極間に一定電流を流し、それ以外の隣り合った電極間の 電圧を測定する。次に、電流を流す電極対を移動し、同様の電極 間電圧の測定を行い、これをすべての電極の組み合わせについ て走査的に繰り返す方法である。

$$n = \frac{m(m-3)}{2} = 104$$
 (1)

(m=16 のとき) m:電極数 n:電極の組み合わせ数



式(1)には、この隣接法による電極の組み合わせ数の算出式を示す。本測定システムでは、 電極数を 16 としたので、この組み合わせ数は 104 となり、同数の測定を組み合わせること で1 断面の画像が構成される

3. 画像構成

図 2 に、隣接法により測定した電極間電圧から画像を構成するためのフローチャート[10,11]を示す。まずはじめに、 有限要素法により電極間電圧の解析を行う。メッシュ数な どの各種初期設定値を入力した後、支配方程式として(2)式 に示すポアソン方程式を用い、解析を行う。

$$AV = c \tag{2}$$

このようにして解析した電極間電圧($V_{(e,n)}$ 、 $V_{(\omega)bir}$ 、 $V_{(\omega)bir}$) と、隣接法により測定した電極間電圧から画像を構成する 手法として、感度行列($S_{(e,n)}$)を利用した Back-Projection 法 [10,11]を用いた。感度行列は(3)式にて示される。

$$S_{(e,n)} = \frac{1}{\beta_{(e)}} \frac{V_{(e,n)} - V_{(n) fir.}}{V_{(n) obj.} - V_{(n) fir.}}$$
(3)

測定断面は、付図に示すような 344 の有限要素メッシュ に分割されており、感度行列、および初期状態における電極 間電圧と測定した電極間電圧の差(v_m)から、(4)式を用いる ことで、各要素毎に初期電気抵抗値分布からの変化量が算 出され、これが画像として表示される。

$$R_{(e)} = \frac{\sum_{i=1}^{n} S_{(e,n)} v_{m}}{\sum_{i=1}^{n} S_{(e,n)}}$$
(4)

4.測定システム

図3に、当研究室にて試作した電 気抵抗方式トモグラフィー測定シス テム[7,8]の概略を示す。同図 a)に 示すように、測定用の撹拌槽は、槽 径200mmのアクリル製円筒平底槽 である。また、測定用の電極(形状 は同図参照)は、ほぼ槽径と等しい 大きさ(200mm)のアクリル製のリ ングに設置されており、これを上下 に移動させることで任意の断面にお ける測定が可能となる。







付図 有限要素メッシュ(e=344)



図3 電気抵抗方式トモグラフィー測定システム概略

同図 b)に示した測定回路において、ファンクションジェネレータで発生した正弦波は電圧 制御電流源により一定電流 10mA に変換され、槽内に供給される。また、測定した電極間 電圧はボルテージバッファを通して可変増幅器に送られ、適度に増幅された後、コンピュー タ内に取り込まれる。AD コンバータには 12bit のものを使用しており、可変増幅器と組み 合わせることにより、最高 12.5 µ V の分解能が得られる。また、1 断面の測定に必要な時間、 すなわち、1 枚の画像を得るために必要な時間は最速で 6ms である。

5.予備実験

5.1 測定方法

本測定システムにより得られる画像の妥当性を検討 するため、予備実験として、0.01mol/IKCl 水溶液を満 たした撹拌槽内に、これと比較して電気抵抗値の格段 に小さなステンレス丸棒を静置した際の測定を行った。」 図4に、予備実験方法概略を示す。同図に示すように 槽中心から50mm離れた1-2電極間に直径30mmの ステンレス丸棒を垂直に静置し、槽中央断面での測定 を行った。

5.2 測定結果

図 5 に、予備実験測定結果を示した。初期状態であ る 0.01mol/IKCl 水溶液で満たされた部分は青色を示 し、これに対して電気抵抗値の小さなステンレス丸棒 で満たされた部分は緑色を示す。また、同図中におけ る白円部分は実際に丸棒を静置した位置を示す。これ より、得られた画像は、静置した丸棒の位置を明瞭に 表していることが判った。

6.実験装置および方法

図 6 に、塑性流体のカバーン領域測定方法 概略を示す。測定に用いた塑性流体には、あ らかじめ 0.01mol/IKCl が添加されており、 これが初期濃度、すなわち初期状態となる。 なお、電解質を注入したことによる流体のレ オロジーの変化は、電解質が微量であること から無視できることを確認した。

これに対し、高濃度電解質入り(0.25mol/l) のトレーサー液を、確実にカバーン領域であ ると判断される撹拌翼近傍に 20ml 注入し、 静止領域との電気伝導度の差異を作ることに より測定を行った。また、撹拌翼にはアクリ ル製の6枚垂直パドル翼を用いた。

図7には、測定に用いた塑性流体のレオロ





図5予備実験測定結果(槽中央断面)



ジーを示し、表1にはレオメータなどを用い て測定した各流体の物性値を示した。

なお、粘度構成式には、Casson モデ ル((5)式)[12]を用いた。

粘度構成式 Casson モデル[12]

$$\tau^{1/2} = \tau_c^{1/2} + (\eta_c \gamma)^{1/2} \qquad (5)$$

τ_c: Casson 降伏值[Pa]

 $\eta_{\rm c}$: Casson 粘度[Pa · s]



	0.4wt%Carbopol 水溶液	57.2wt%炭酸 カルシウム懸濁水	63.2wt%炭酸 カルシウム懸濁水
τ _c [Pa]	10.54	6.69	10.87
η _c [Pa • s]	0.075	0.042	0.045
ρ [kg/m ⁸]	1000	1601	1667

表1 対象流体の物性値の一例

7. 測定結果

7.1 Carbopol 水溶液を用いた場合

7.1.1 可視化実験

まずはじめに、対象流体として 0.4wt%Carb opol 水溶液(0.01 mol/IKCl 添加)を用いた。同 流体は無色透明であり、カバーン領域内に着色 剤を注入することにより、カバーン領域と静止 領域との境界が外部から可視化可能である。図 8に、カバーン領域可視化写真の一例を示した。 なお、着色剤には食紅(共立食品会社製)を用い、 翼回転数 N=4.0 s¹にて撹拌を行った。同図に おいて、点線で囲まれた部分がカバーン領域 である。これより、カバーン領域は、幅(Cw) 150mm、高さ(Ch) 110mm の形状で存在し ていることが判った。また、カバーン領域の形 成状態は、上下対称であることが確認されたこ とから、本測定システムによる測定は、槽上半 分のみとした。この可視化による測定結果を本 測定システムによる結果の比較対象とした。



D=200mm	d=70mm	H=200mm
h(I)=100mm	h(II)=125mm	h(III)=150mm
h(IV)=160mm	h(V)=175mm	
Ch=110mm	C w=150 mm	

図 8 カバーン領域可視化写真の一例 (0.4wt%Carbopol 水溶液(0.01mol/lKCl 添加) を N=4.0 s⁻¹にて撹拌)

7.1.2 本測定システムによる測定

図9に、本測定システムにより得られた カバーン領域測定結果を示した。測定条件 は、先に示した可視化写真(図 8)と同様であ る。初期濃度を示す青色に対し、トレーサー 液を注入したカバーン領域は初期濃度より 電気伝導度が高いことを表す緑色を示して いる。ここで、カバーン領域と静止領域と の境界を本研究では、濃度階調の数値が 200 であるときとした(同図中カラーバー参照)。 図 10 には、KCl 濃度、電気伝導率、および 本測定システムにおける濃度階調の関係[13] を示す。これより、カバーン領域は高さ方 向では槽底から 150~160mm 付近まで存在 していることが判る。これは、可視化写真 での結果(図 8)とほぼ一致している。図 11 には、図9における h=100mm において測 定した結果を示す。濃度階調が 200 である 部分を囲んで算出した面積を円相当と近似 して算出したカバーン領域の直径は 148m m であり、これは、可視化写真(図 8)とも ほぼ一致し、これより、境界を濃度階調200 としたことの妥当性が確認された。図12に は、本測定システムにより得られた画像を もとにした3次元画像構成図を示す。



図 11 測定断面(I)h=100mm における測定結果(1~16:電極位置)





7.2 炭酸カルシウム懸濁水を用いた場合 次に、対象流体を不透明な炭酸カルシ ウム懸濁水に変えて測定を行った。図 13 a)に懸濁濃度 57.2wt%、b)に 63.2wt%に おける測定結果を示した。なおカバーン 領域と静止領域との境界は可視化により 妥当性が確認された濃度階調の数値が 200 をもって、その判定基準とした。同図よ り、翼回転数が増加するに連れて、カバ ーン領域が半径方向、高さ方向ともに増 加していることが判る。さらに、同図 a)、 b)を比較して、同じ翼回転数であっても、 懸濁濃度の高いほうがカバーン領域は小 さく形成されていることが判る。各測定 断面におけるカバーン領域の直径を用い、 カバーン領域を円筒近似して算出したカ バーン領域液体積を併せて示した。 ()内の値は、後述の熱的判定法に より導出した相関式[14,15]により算 出したカバーン領域液体積である。本 測定システムによる結果のほうが液体積 を大きく捉える傾向があるが、これは、 カバーン領域の上下先端部分を、本測定 システムでは厳密に捉え切れていないこ とが原因と考えられる。図 14 には、こ のようにして得られた画像を元に作成し た各懸濁濃度ごとの 3 次元画像構成図 を示す。翼回転数の増加により液体積が 増加し、また、同じ翼回転数でも懸濁濃 度が高いほうが液体積が小さくなる様子 が判る。







7.3 相関式との比較

本測定システムにより得られた画像を 基に算出したカバーン領域液体積を、著 者らが熱的判定法により導出した相関式 [14,15]による結果と比較した。導出した 相関式は(6)式にて示される。



10

Ξ

(6)式

図 15 に、比較の結果として、Re。と V*/NpBi,⁰⁷²の関係を示した。実線で示されている ものが相関式の結果である。また、本測定システムにより得られたカバーン領域液体積を用 いたものが各懸濁濃度ごとに△、〇のプロットにて示されている。これより、本測定システ ムのほうが全体的に大きく捉える傾向があるものの、ほぼ一致する結果が得られた。

おわりに

著者らが試作した電気抵抗方式トモグラフィー測定システムを用い、二、三の塑性流体の 流動状態を多断面にて測定することで、カバーン領域形成状態を 3 次元的に計測した。光 透過な塑性流体を用いた可視化実験による検証を行うとともに、従来、著者らが他の測定法 で導出したカバーン領域液体積の相関式と、本測定システムにより算出したカバーン領域液 体積を比較し、良好に一致することを検証した。これより、本測定システムを用いて、撹拌槽 における塑性流体のカバーン領域形成状態を良好に把握できることが判った。

<謝辞>

本研究は、文部省科学研究費補助金(基礎研究(B)09450290)の支援により遂行されたことをここに記し謝意を表する。

<使用記号>

A:係数行列[Ω^{-1}] Bi_c:修正ビンガム数[·] bw:羽根高さ[m] C:KCl 濃度[mol/l] c:電流[A] Ch: カバーン高さ[m] Cw:カバーン幅[m] D:槽径[m] d:翼径[m] ds:軸径[·] e:要素数[·] H: 液深[m] h:測定断面高さ[m] m:電極数[·] N:翼回転数[s⁻¹] Np:動力数[·] n:電極の組み合 わせ数[·] P:撹拌所要動力[W] R:初期状態からの電気抵抗値の変化量[·] Re_c:修正レイノ ルズ数[·] S:感度行列[·] V:解析による電極間電圧[V] V_t:撹拌槽体積[m³] Vc:カバーン領 域液体積[m³] V*:無次元カバーン領域液体積[·] ν_{n} :初期状態における電極間電圧と測定に よる電極間電圧の差[V] β :要素面積[m²] κ :電気伝導率[$\Omega^{-1} \cdot cm^{-1} \eta_{c}$:Casson 粘度[Pa •s] ρ : 流体密度[kg/m³] γ :せん断速度[s⁻¹] τ :降伏応力[Pa] τ_{c} : Casson 降伏値[Pa] <参考文献>

- 1) 新井、上ノ山、上和野ら:化学工学論文集,16,946-952,(1990)
- 2) 上和野、上ノ山、仁志、水島:化学工学論文集,26,669-674,(2000)
- 3) M.B.Utomo、内田ら:化学工学会第65年会要旨集,C103,(2000,東京)
- 4) R.Mann et al. : 1st.World Congress on Industrial Process Tomography, 78-83, (1999)
- 5) T.Dyakowski et al. : 1st.Congress on Industrial Process Tomography, 113-119, (1999)
- 6) M.Machida et al. : 1sst.Congress on Industrial Process Tomography, 560-562, (1999)
- 7) 上和野、上ノ山、仁志、和田:化学工学会第32回秋季大会要旨集,R109,(1999,金沢)
- 8) 上和野、上ノ山、仁志、和田:化学工学会第65年会要旨集,A207,(2000,東京)
- 9) F.Dickin et al. : Meas.Sci.Technol.,7,247-260,(1996)
- 10) R.A.Williams et al. : Process Tomography-Principles, Techniqes and Applications, 301, Butterworth-Heinemann, (1995)
- 11) C.J.Kotre et al. : Phys.Meas., A15, 1-12, (1994)
- 12) N.Casson : Rheology of Disperse Systems, P84, Pergamon Press(1959, London)
- 13) 電気化学協会:第4版電気化学便覧,P81,丸善,(1985)
- 14) 上和野、上ノ山、仁志、佐々木:化学工学会第64年会要旨集,S116,(1999,名古屋)
- 15) 上和野、上ノ山、仁志、佐々木:化学工学会第65年会要旨集,A304,(2000,東京)